## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-107688

(43) Date of publication of application: 09.04.2003

(51)Int.CI.

G03F 7/004
B41N 1/14
C07D295/02
C07D295/06
C07D295/10
C07D295/12
C07D295/14
C07D295/16
C07D471/10
G03F 7/00

(21)Application number: 2001-398047

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22) Date of filing:

27.12.2001

(72)Inventor: IWATO KAORU

**SORORI TADAHIRO** 

(30)Priority

Priority number: 2001226297

Priority date: 26.07.2001

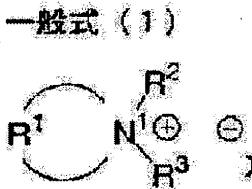
Priority country: JP

## (54) IMAGE FORMING MATERIAL AND AMMONIUM COMPOUND

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a positive image forming material responding to a heat mode useful for a lithographic printing master plate which is excellent in the solubility discrimination, improved in the development latitude and scratch resistance and capable of forming an image having excellent contrast and to provide a new ammonium compound to be used for the above material.

SOLUTION: The image forming material has an image forming layer containing (A) a water-insoluble and alkali-soluble resin, (B) a photothermal converting agent and (C) a compound expressed by general formula (1). In the formula, each of R1 to R3 independently represents an organic group, R1 represents a residue forming a cyclic structure containing an N1 atom, R2 and R3 may be coupled to form a cyclic structure or at least either R2 or R3 may be coupled with R1 to form a cyclic structure X- represents a conjugate group of an organic acid and an inorganic acid and the cyclic structure containing the N1 atom is preferably a piperidine ring structure.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

10.03.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

# (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

# 特開2003-107688

(P2003-107688A) (43)公開日 平成15年4月9日(2003.4.9)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	F I			テーマコート・	(参考
G03F 7/004	501	G03F 7/004	501	2H	025	
B41N 1/14		B41N 1/14		2H	096	
CO7D295/02		C07D295/02		Z 2H	114	
295/06		295/06		Z 4C	065	
295/08		295/08		Z		
	審査請求	未請求 請求項の数	2 OL	(全40頁)	最終頁	に続く
(21) 出願番号 (22) 出願日 (31) 優先權主張番号 (32) 優先日 (33) 優先権主張国	特願2001-398047 (P2001-398047) 平成13年12月27日 (2001.12.27) 特願2001-226297 (P2001-226297) 平成13年7月26日 (2001.7.26) 日本 (JP)	神奈川 (72) 発明者 岩戸 静岡県 真フィ (72) 発明者 曽呂系 静岡県 真フィ (74) 代理人 10007	道東フイル 川県南 藤原郡郡 ・ルム株 山 忠郡郡式 ・ルム株式	田町川尻400 会社内	00番地 富	【士写 【士写

最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】画像形成材料及びアンモニウム化合物

## (57) 【要約】

【課題】 溶解性ディスクリミネーションに優れ、現像 ラチチュード、及び、耐傷性が改良され、コントラスト に優れた画像の形成が可能な平版印刷版原版に有用なヒートモード対応ポジ型画像形成材料及びそれに用いる新 規アンモニウム系化合物を提供する。

【解決手段】 支持体上に、(A)水不溶性且つアルカリ可溶性樹脂、(B)光熱変換剤、及び、(C)下記一般式(1)で表される化合物を含有する画像形成層を有することを特徴とする。下記式中、R'から $R^3$ は、それぞれ独立に有機基を表し、R'はN'原子を含む環構造を形成する残基を表す。 $R^2$ 、 $R^3$ は互いに結合して環構造を形成してもよく、 $R^2$ 、 $R^3$ の少なくとも一方がR'と互いに結合して環構造を形成してもよい。X は、有機酸および無機酸の共役塩基を表す。N'原子を含む環構造は、ピペリジン環構造であることが好ましい。

【化1】

一般式(1)



【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体上に、(A)水不溶性且つアルカリ可溶性樹脂、(B)光熱変換剤、及び、(C)下記一般式(1)で表される化合物を含有する画像形成層を有することを特徴とする画像形成材料。

【化1】

**一般式(1)** 

$$\begin{array}{c|c}
 & R^2 \\
 & N^{1} \oplus & \ominus \\
 & R^3 & X
\end{array}$$

[式中、 $R^1$ から $R^3$ は、それぞれ独立に有機基を表し、 $R^1$ は $N^1$ 原子を含む環構造を形成する残基を表す。ここで、 $R^2$ 、 $R^3$ は互いに結合して環構造を形成してもよく、或いは、 $R^2$ 、 $R^3$ の少なくとも一方が $R^1$ と互いに結合して環構造を形成してもよい。 $X^1$ は、有機酸および無機酸の共役塩基を表す。]

【請求項2】 下記一般式(1-N)で表されるアンモニウム化合物。

【化2】

一般式 (1-N)

$$(\mathsf{R}^{\mathsf{N1}})_{\mathsf{m}} \xrightarrow{\mathsf{X}^{\Theta}} (\mathsf{R}^{\mathsf{N2}})_{\mathsf{n}}$$

[式中、 $R^{N1}$ 、 $R^{N2}$ はアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アシルオキシ基、アシルオキシ基、アリールオキシカルボニルアミノ基、アリールオキ 30シカルボニルアミノ基、スルホニルアミノ基、スルファモイル基、カルバモイル基、アルキルチオ基、アリールチオ基、スルホニル基、ヒドロキシル基、メルカプト基、ハロゲン原子、シアノ基、スルホ基、カルボキシル基、ニトロ基から選ばれる置換基を表し、m、nは0から5の整数である。 $R^{N1}$ 、 $R^{N2}$ が複数個存在する時は互いに同一であっても異なっていても良く、互いに結合して環を形成しても良い。Yは $-CH_2-,-O-,-S-$ を表し、 $X^{-1}$ は有機酸及び無機酸の共役塩基に相当するアニオンを表す。]

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はオフセット印刷マスターとして使用できる画像記録材料及びそれに用いられる新規なアンモニウム化合物に関するものであり、特にコンピュータ等のディジタル信号から直接製版できるいわゆるダイレクト製版用の赤外線レーザ用ポジ型平版印刷版原版として有用なポジ型画像形成材料及び該画像形成材料の耐アルカリ性向上に有用な新規アンモニウム化合物に関する。

[0002]

【従来の技術】近年におけるレーザの発展は目ざましく、特に近赤外から赤外に発光領域を持つ固体レーザ・ 半導体レーザは高出力かつ小型の物が容易に入手できる 様になっている。コンピュータ等のディジタルデータか ら直接製版する際の露光光源として、これらのレーザは 非常に有用である。

【0003】従来より知られているダイレクト製版用の 赤外線レーザ用ポジ型感光性画像形成材料においては、 7ルカリ水溶液可溶性樹脂として、ノボラック樹脂が用 いられている。例えば、特開平7-285275号公報 に開示されているポジ型感光性画像形成材料は、ノボラ ック樹脂等のフェノール性水酸基を有するアルカリ水溶 液可溶性樹脂に、光を吸収して熱を発生する物質と、種 々のオニウム塩、キノンジアジド化合物類等のようなポ ジ型感光性化合物を添加したものであり、該ポジ型感光 性化合物が、画像部ではアルカリ水溶液可溶性樹脂の溶 解性を実質的に低下させる溶解阻止剤として働き、非画 像部では熱により溶解阻止能を発現しなくなり、現像に より除去され得るようになって、画像が形成される。

【0004】また、WO97/39894やEP0823327A2に記載されているポジ型感光性画像形成材料は、光を吸収して熱を発生する物質と、熱によりアルカリ水溶液溶解性が変化する樹脂とからなるものであり、画像部ではアルカリ水溶液溶解性が低く、非画像部では熱によりアルカリ水溶液可溶性が高くなり、現像により除去され得るようになって、画像が形成される。

【0005】従来の平版印刷版原版において、ノボラック樹脂は、溶解阻止剤と強く相互作用するため、露光部と非露光部とで現像液に対する溶解性の差が大きくなること、インキ受容性に優れること等の理由から、特に好ましく用いられている。そして、赤外線レーザ用ボジ型感光性画像形成材料についても、同様の理由からノボラック樹脂が用いられている。

【0006】しかし、赤外線レーザ露光によるヒートモードポジ型画像形成材料において、露光部と非露光部との現像液に対する溶解性の差(溶解性ディスクリミネーション:以下、適宜、溶解性ディスクリと呼ぶ)が不十分であり、使用条件の変動による現像過剰や現像不良が起きやすいという問題があった。また、取扱い時に表面に触れる等によりわずかに表面状態が変動した場合にも、現像時に未露光部(画像部)が溶解してキズ跡状となり、耐刷の劣化や着肉性不良を引き起こすという問題があり、処理安定性や現像ラチチュード、耐傷性等の諸性能に影響を与える懸念があった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、溶解性ディスクリに優れたヒートモードポジ型の画像形成材料を提供することにあり、さらに、その結果、

50 現像による画像成時のラチチュードに優れ、耐傷性が改

良され、コントラストに優れた画像の形成が可能なポジ 型平版印刷版原版に有用な画像形成材料を提供すること にある。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、検討の結 果、下記一般式(1)で表される化合物を添加すること で、溶解性ディスクリが飛躍的に向上することを見出 し、本発明を完成した。

【0009】即ち、本発明の画像形成材料は、支持体上 に、(A)水不溶性且つアルカリ可溶性樹脂、(B)光 10 ボニル基、アリールオキシカルボニル基、アシルオキシ 熱変換剤、及び、(C)下記一般式(1)で表される化 合物を含有する画像形成層を有することを特徴とする。

[0010]

【化3】

#### 一般式(1)

【0011】「式中、R'からR3は、それぞれ独立に有 機基を表し、R'はN'原子を含む環構造を形成する残基 20 を表す。ここで、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>は互いに結合して環構造を形 成してもよく、或いは、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>の少なくとも一方がR 'と互いに結合して環構造を形成してもよい。 X は、有 機酸および無機酸の共役塩基を表す。〕前記画像形成材 料は、赤外線レーザの照射による画像形成が可能なヒー トモード対応の画像形成層を備える。

【0012】本発明の作用は明確ではないが、一般式 (1) に示すような環構造を有するアンモニウム化合物 は、アルカリ可溶性樹脂中にあって、樹脂と静電的相互 作用により強力な溶解抑制作用(インヒビション)を発 30 現するとともに、ヒートモード露光時には、そのリジッ ドな骨格のため、環構造によりN<sup>†</sup>原子が立体的に覆い 隠され、分子側鎖の運動性が制限されることで、一旦解 除されたバインダーとの相互作用を再び形成しにくく、 効果的にインヒビションが解除されるため、画像部(未 露光部)の強度と非画像部(露光部)のアルカリ現像液 に対する優れた溶解性とが両立され、非常に大きな溶解 性ディスクリを与えると考えられる。また、この結果と して、感度を下げることなく現像ラチチュードと耐傷性 の向上を実現していると考えている。

【0013】前記一般式(1)で表される化合物のう ち、下記一般式(1-N)で表されるアンモニウム化合 物は、新規化合物であり、本発明の画像形成材料に特に 好適に使用することができる。

[0014]

【化4】

一般式 (1-N)

【0015】 [式中、R<sup>N1</sup>、R<sup>N2</sup>はアルキル基、アルケ ニル基、アルキニル基、アリール基、アミノ基、アルコ キシ基、アリールオキシ基、アシル基、アルコキシカル 基、アシルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、 アリールオキシカルボニルアミノ基、スルホニルアミノ 基、スルファモイル基、カルバモイル基、アルキルチオ 基、アリールチオ基、スルホニル基、ヒドロキシル基、 メルカプト基、ハロゲン原子、シアノ基、スルホ基、カ ルボキシル基、ニトロ基から選ばれる置換基を表し、 m, nは0から5の整数である。R<sup>N1</sup>、R<sup>N2</sup>が複数個存 在する時は互いに同一であっても異なっていても良く、 互いに結合して環を形成しても良い。Yは-CH<sub>2</sub>-、 -O-, -S-を表し、X-は有機酸及び無機酸の共役 塩基に相当するアニオンを表す。]

【0016】なお、本発明において「ヒートモード対 応」とは、ヒートモード露光による記録が可能であるこ とを意味する。本発明におけるヒートモード露光の定義 について詳述する。Hans-Joachim Tim pe, IS&Ts NIP 15:1999 Inte rnational Conference on D igital Printing Technolog ies. P. 209に記載されているように、感光体材 料において光吸収物質(例えば色素)を光励起させ、化 学的或いは物理的変化を経て、画像を形成するその光吸 収物質の光励起から化学的或いは物理的変化までのプロ セスには大きく分けて二つのモードが存在することが知 られている。1つは光励起された光吸収物質が感光材料 中の他の反応物質と何らかの光化学的相互作用(例え ば、エネルギー移動、電子移動)をすることで失活し、 その結果として活性化した反応物質が上述の画像形成に 必要な化学的或いは物理変化を引き起こすいわゆるフォ トンモードであり、もう1つは光励起された光吸収物質 40 が熱を発生し失活し、その熱を利用して反応物質が上述 の画像形成に必要な化学的或いは物理変化を引き起こす いわゆるヒートモードである。その他、物質が局所的に 集まった光のエネルギーにより爆発的に飛び散るアブレ ーションや1分子が多数の光子を一度に吸収する多光子 吸収など特殊なモードもあるがここでは省略する。

【0017】上述の各モードを利用した露光プロセスを フォトンモード露光及びヒートモード露光と呼ぶ。フォ トンモード露光とヒートモード露光の技術的な違いは目 的とする反応のエネルギー量に対し露光する数個の光子 50 のエネルギー量を加算して使用できるかどうかである。

例えばn個の光子を用いて、ある反応を起こすことを考 える。フォトンモード露光では光化学的相互作用を利用 しているため、量子のエネルギー及び運動量保存則の要 請により1光子のエネルギーを足し併せて使用すること ができない。つまり、何らかの反応を起こすためには 「1光子のエネルギー量≧反応のエネルギー量」の関係 が必要である。一方、ヒートモード露光では光励起後に 熱を発生し、光エネルギーを熱に変換し利用するためエ ネルギー量の足し併せが可能となる。そのため、「n個 の光子のエネルギー量≥反応のエネルギー量」の関係が あれが十分となる。但し、このエネルギー量加算には熱 拡散による制約を受ける。即ち、今注目している露光部 分(反応点)から熱拡散により熱が逃げるまでに次の光 励起-失活過程が起こり熱が発生すれば、熱は確実に蓄 積加算し、その部分の温度上昇につながる。しかし、次 の熱の発生が遅い場合には熱が逃げて蓄積されない。つ まり、ヒートモード露光では同じ全露光エネルギー量で あっても高エネルギー量の光を短い時間照射した場合と 低エネルギー量の光を長い時間照射した場合とでは結果 が異なり、短時間の方が熱の蓄積に有利になる。

【0018】無論、フォトンモード露光では後続反応種 の拡散の影響で似た様な現象が起こる場合もあるが基本 的には、このようなことは起こらない。即ち、感光材料 の特性として見た場合、フォトンモードでは露光パワー 密度( $w/c m^2$ )(=単位時間当たりのエネルギー密 度)に対し感光材料の固有感度(画像形成に必要な反応 のためのエネルギー量) は一定となるが、ヒートモード では露光パワー密度に対し感光材料の固有感度が上昇す ることになる。従って、実際に画像記録材料として実用 上、必要な生産性を維持できる程度の露光時間を固定す ると、各モードを比較した場合、フォトンモード露光で は通常は約0.1mJ/cm²程度の高感度化が達成で きるもののどんな少ない露光量でも反応が起こるため、 未露光部での低露光カブリの問題が生じ易い。これに対 し、ヒートモード露光ではある一定以上の露光量でない と反応が起こらず、また感光材料の熱安定性との関係か ら通常は50mJ/cm²程度が必要となるが、低露光 カブリの問題が回避される。そして、事実上ヒートモー ド露光では感光材料の版面での露光パワー密度が500 0w/cm<sup>2</sup>以上が必要であり、好ましくは10000 w/cm²以上が必要となる。但し、ここでは詳しく述 べなかったが 5.  $0 \times 10^5$  w/c m<sup>2</sup> 以上の高パワー密 度レーザーを利用するとアブレーションが起こり、光源 を汚す等の問題から好ましくない。

#### [0019]

【発明の実施の形態】以下本発明を詳細に説明する。本発明の画像形成材料は、画像形成層に上記一般式(1)で表される環構造を有するアンモニウム系化合物、アルカリ可溶性樹脂及び光熱変換剤を含有することを要する。以下に、本発明に係る画像形成層を構成する成分に50

ついて順次説明する。

【0020】[(C)一般式(1)で表される化合物] 一般式(1)中、R¹からR³は、それぞれ独立に有機基 を表し、R'はN'原子を含む環構造を形成する残基を表 す。ここで、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>は互いに結合して環構造を形成し てもよく、或いは、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>の少なくとも一方がR<sup>1</sup>と 互いに結合して環構造を形成してもよい。X'は、有機 酸および無機酸の共役塩基を表す。R'はN'原子を含む 環構造を形成する2価以上の有機基であればいずれのも のでもよく、炭化水素系の環構造のみならず、複数の窒 10 素原子を含むものや、酸素原子、硫黄原子などの他のへ テロ原子を含む環構造であってもよい。また、環構造内 に二重結合を有するものであってもよく、多環構造をと るものであってもよい。R'の好ましい形態としては、 形成される環構造が、3員環から10員環であるものを 挙げることができ、インヒビション解除性がより効果的 な範囲としては、3から8員環であるものが好ましく、 合成適性を考慮すると、5員環および6員環であるもの が好ましい。N'原子を含む環構造はさらに置換基を有 20 していてもよく、導入可能な置換基としては、アルキル 基、アリール基、ハロゲン原子等が挙げられる。

【0021】R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>は、有機基全般から任意に選択可能であるが、インヒビション即ち、強力な溶解抑制作用を発現するという観点からは、双方の炭素原子数の和が6以上であるアルキル基、アリール基、下記一般式(2)で表される基、などの基であることが好ましく、さらに、少なくとも一方が、分岐構造或いは環構造を有することが好ましい。また、インヒビション解除性の観点からは、少なくとも一方が芳香環を含むことが好ましく、さらにR<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>双方に芳香環を含む系がより好ました。

[0022] 【化5】

一般式 (2)

$$(R^6)_m$$
 $C_1$ 
 $R^5$ 

【0023】式中、 $R^4$ ,  $R^5$ ,  $R^6$  は結合可能な任意の置換基を表し、互いに同一でも異なっていても良く、また互いに結合して環構造を形成しても良く、同一原子で $C^1$  炭素原子と結合して2 重結合を形成しても良い。n は0, 1 のいずれかの整数を表す。mは0 から5 の整数を表し、 $R^6$  が複数存在する場合には、互いに同一であっても異なっていても良く、互いに結合して環構造を形成しても良い。n=1 の場合、合成適性の観点から、少なくとも $R^4$ ,  $R^5$  のいずれか一方が水素原子である構造が好ましく、両方とも水素原子である構造が最も好ましい。

【0024】R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>で表される置換基としては、以下

のものを例示することができる。例えばアルキル基(好 ましくは炭素数1~20であり、より好ましくは炭素数 1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、具体 的には、例えばメチル、エチル、n-ブチル、iso-プ ロピル、tertーブチル、nーオクチル、nーデシ ル、n-ヘキサデシル、シクロプロピル、シクロペンチ ル、シクロヘキシル、2-シクロヘキシルエチル等が挙 げられる。)、アルケニル基(好ましくは炭素数2~2 0、より好ましくは炭素数2~12、特に好ましくは炭 素数2~8であり、例えばビニル、アリル、2-ブテニ 10 ル、3-ペンテニル、2-シクロヘキセニルメチル等が 挙げられる。)、アルキニル基(好ましくは炭素数2~ 20、より好ましくは炭素数2~12、特に好ましくは 炭素数2~8であり、例えばプロパルギル、3-ペンチ ニル等が挙げられる。)、アリール基(好ましくは炭素 数6~30、より好ましくは炭素数6~20、特に好ま しくは炭素数6~12であり、例えばフェニル、p-メ チルフェニル、ナフチル、等が挙げられる。)、

【0025】アミノ基(好ましくは炭素数0~20、より好ましくは炭素数0~12、特に好ましくは炭素数0~6であり、例えばアミノ、メチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、ジフェニルアミノ、ジベンジルアミノ等が挙げられる。)、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~12、特に好ましくは炭素数1~8であり、例えばメトキシ、エトキシ、ブトキシ等が挙げられる。)、アリールオキシ基(好ましくは炭素数6~20、より好ましくは炭素数6~16、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェニルオキシ、2ーナフチルオキシ等が挙げられる。)、

【0026】アシル基(好ましくは炭素数1~20、よ り好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1 ~12であり、例えばアセチル、ベンゾイル、ホルミ ル、ピバロイル等が挙げられる。)、アルコキシカルボ ニル基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭 素数2~16、特に好ましくは炭素数2~12であり、 例えばメトキシカルボニル、エトキシカルボニル等が挙 げられる。)、アリールオキシカルボニル基(好ましく は炭素数7~20、より好ましくは炭素数7~16、特 に好ましくは炭素数7~10であり、例えばフェニルオ キシカルボニルなどが挙げられる。)、アシルオキシ基 (好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2 ~16、特に好ましくは炭素数2~10であり、例えば アセトキシ、ベンゾイルオキシ等が挙げられる。)、ア シルアミノ基(好ましくは炭素数2~20、より好まし くは炭素数2~16、特に好ましくは炭素数2~10で あり、例えばアセチルアミノ、ベンゾイルアミノ等が挙 げられる。)、

【0027】アルコキシカルボニルアミノ基(好ましく ミダゾリル、ベンゾチアゾリル、カルバゾリル、アゼピは炭素数  $2 \sim 20$ 、より好ましくは炭素数  $2 \sim 16$ 、特 50 ニル、オキシラニル等が挙げられる。)、シリル基(好

に好ましくは炭素数  $2 \sim 12$  であり、例えばメトキシカルボニルアミノ等が挙げられる。)、アリールオキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数  $7 \sim 20$ 、より好ましくは炭素数  $7 \sim 16$ 、特に好ましくは炭素数  $7 \sim 12$  であり、例えばフェニルオキシカルボニルアミノ等が挙げられる。)、スルホニルアミノ基(好ましくは炭素数  $1 \sim 20$ 、より好ましくは炭素数  $1 \sim 16$ 、特に好ましくは炭素数  $1 \sim 16$ 、特に好ましくは炭素数  $1 \sim 16$ 、特に好まアミノ、ベンゼンスルホニルアミノ等が挙げられ

る。)、スルファモイル基(好ましくは炭素数 $0\sim2$ 0、より好ましくは炭素数 $0\sim16$ 、特に好ましくは炭素数 $0\sim12$ であり、例えばスルファモイル、メチルスルファモイル、ジメチルスルファモイル、フェニルスルファモイル等が挙げられる。)、

【0028】カルバモイル基(好ましくは炭素数1~2 0、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭 素数1~12であり、例えばカルバモイル、メチルカル バモイル、ジエチルカルバモイル、フェニルカルバモイ ル等が挙げられる。)、アルキルチオ基(好ましくは炭 素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好 ましくは炭素数1~12であり、例えばメチルチオ、エ チルチオ等が挙げられる。)、アリールチオ基(好まし くは炭素数6~20、より好ましくは炭素数6~16、 特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェニル チオ等が挙げられる。)、スルホニル基(好ましくは炭 素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好 ましくは炭素数1~12であり、例えばメシル、トシル 等が挙げられる。)、スルフィニル基(好ましくは炭素 数 $1\sim20$ 、より好ましくは炭素数 $1\sim16$ 、特に好ま しくは炭素数1~12であり、例えばメタンスルフィニ ル、ベンゼンスルフィニル等が挙げられる。)、ウレイ ド基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素 数 $1\sim16$ 、特に好ましくは炭素数 $1\sim12$ であり、例 えばウレイド、メチルウレイド、フェニルウレイド等が 挙げられる。)、

【0029】リン酸アミド基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばジエチルリン酸アミド、フェニルリン酸アミド等が挙げられる。)、ヒドロキシ基、メルカプト基、ハロゲン原子(例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、シアノ基、スルカスイン基、ヒドラジノ基、イミノ基、ヘテロ環基(好ましくは炭素数1~12であり、ヘテロ原子としては、例えば窒素原子、酸素原子、硫黄原子を含むものであり具体的には例えばイミダゾリル、ピリジル、キノリル、フリル、チエニル、ピペリジル、モルホリノ、ベンゾオキサゾリル、ベンゾチアゾリル、カルバゾリル、アゼピュル、オキシラニル等が挙げられる。) シリルド(好

ましくは炭素数3~40、より好ましくは炭素数3~3 0、特に好ましくは炭素数3~24であり、例えばトリ メチルシリル、トリフェニルシリル等が挙げられる。) 等が挙げられる。

【0030】これらの置換基は更に置換されても良い。 また置換基が二つ以上ある場合は、同一でも異なってい ても良い。また、可能な場合には互いに連結して環を形 成していても良い。

【0031】R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>として好ましくは、アルキル基、 アリール基、アルケニル基、アルキニル基、またはそれ 10 らをさらに任意に置換した基であり、さらに、インヒビ ションの観点から、双方の炭素原子数の和が、6以上で ある事が好ましく、さらに好ましい構造としては、双方 の炭素原子数の和が8以上である構造を挙げる事がで き、最も好ましい構造としては、双方の炭素原子数の和 が、10以上である構造を挙げる事ができる。

【0032】X<sup>-</sup>は、有機酸および無機酸の共役塩基で あれば特に制限はなく、高分子化合物でも低分子化合物 でもよく、多価のアニオンであってもよい。これらのア ニオンとしては、R\*¹-SO₃⁻、R\*¹-SO₂⁻、R\*¹- $CO_{2}^{-}$ ,  $R^{a1} - CS_{2}^{-}$ ,  $R^{a1} - O - CS_{2}^{-}$ ,  $R^{a1} - S CS_{2}^{-1}$ ,  $R^{a_{1}} - O - PO_{2}^{-1}$ ,  $(R^{a_{1}} - O)_{2} PO_{2}^{-1}$ , R $^{a \, 1}$   $(R^{a \, 1} - O) PO_2^-$ ,  $R^{a \, 1} - EW^1 - Z^- - EW^2 - R$ \*<sup>1</sup>、(R<sup>2</sup><sup>1</sup>)<sub>4</sub>B<sup>-</sup>、Ar<sup>\*</sup>O<sup>-</sup>などの有機酸共役塩基に相 当するアニオン、または、F<sup>-</sup>、Cl<sup>-</sup>、Br<sup>-</sup>、I<sup>-</sup>、P  $F_{6}^{-}$ ,  $BF_{4}^{-}$ ,  $SbF_{6}^{-}$ ,  $ClO_{4}^{-}$ ,  $SO_{4}^{2-}$ , N $O_3^-$ ,  $CO_3^{2-}$ ,  $SCN^-$ ,  $CN^-$ ,  $SiF_6^-$ , FSO<sub>3</sub><sup>-</sup>、I<sub>3</sub><sup>-</sup>、Br<sub>3</sub><sup>-</sup>、IBr<sub>2</sub><sup>-</sup>等の無機酸共役塩基に相 当するアニオンを挙げる事ができる。 (ここで、R\*」は 有機置換基であり、アルキル基、アルケニル基、アルキ 30 ニル基、アリール基、アラルキル基、またはそれらをさ らに置換した基を表し、分子内に複数存在する場合は、 互いに独立して選択して良く、また互いに結合して環を 形成しても良い。 $EW'\sim EW'$ は電子吸引性基を表し、 具体例として-SO-、-CO-、-SO2-、-CN 等を挙げる事ができる。 Z はーC R''ー、-N-(R'' は水素原子または置換基)を表す。Ar\*はアリール基 を表す。

【0033】一般式(1)の化合物のうち、好ましい態 様として、一般式 (1-a) で表される化合物を挙げるこ とができる。

[0034]

【化6】

【0035】一般式 (1-a) 中、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、X<sup>-</sup>はそれぞ れ一般式(1)におけるそれらと同義であり、また、好50 合を形成する場合、また $L^2$ が $C^3$  炭素原子と $C^4$  炭素原

ましい範囲も同様である。R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>としてさらに好まし くは、アルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキ ニル基、またはそれらをさらに任意に置換した基であ り、さらに、インヒビションの観点から、双方の炭素原 子数の和が、6以上である事が好ましく、さらに好まし い構造としては、双方の炭素原子数の和が8以上である 構造を挙げる事ができ、最も好ましい構造としては、双 方の炭素原子数の和が、10以上である構造を挙げる事 ができる。また、 $R^4 \sim R^7$ は、水素原子または置換基を 表し、置換基としては、一般式 (1) における  $R^2$  、  $R^3$ の例として列挙した置換基を用いる事ができ、互いに同 ーでも異なっていても良く、互いに結合し、環構造を形 成しても良く、L¹及びR²、R³と結合し、環構造を形 成しても良い。また、C¹炭素原子及びC¹炭素原子が、 L¹と2重結合もしくは3重結合を形成する場合には、 それに応じて、R'~R'は存在しなくても良い。L'は  $-C'-N'-C^2-$ を含む環構造を形成する2価以上の 連結基及び単結合を表す。L¹の好ましい形態として は、形成される環構造が、3員環から10員環であるも のを挙げる事ができ、インヒビション解除性の観点か ら、3員環から8員環であるものが好ましく、合成適性 を考慮すると5員環及び6員環であるものが好ましい。 R<sup>4</sup>~R<sup>7</sup>において、2つの置換基が同一原子に結合して いる場合、その2つの置換基が互いに同一の原子または 置換基を表し、2重結合を形成しても良い。(例:R<sup>4</sup> =R<sup>5</sup>=Oとして、カルボニル基-CO-を形成しても 良い。)

【0036】一般式(1)の化合物のうち、さらに好ま しい態様として、一般式(1-b)で表される化合物を挙 げることができる。

[0037]

【化7】

【0038】一般式(1-b) 中、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、X<sup>-</sup>はそれぞ 40 れ一般式(1)におけるそれらと同義であり、また、好 ましい範囲も同様である。また、R'~R'1は、水素原 子または置換基を表し、置換基としては、一般式(1) におけるR<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>の例として列挙した置換基を用いる事 ができ、互いに同一でも異なっていても良く、互いに結 合し、環構造を形成しても良く、L'及びR'、R'と結 合し、環構造を形成しても良い。また、C<sup>3</sup> 炭素原子及 びС 付炭素原子が、それぞれС 炭素原子及びС 2炭素原 子と2重結合もしくは3重結合を形成する場合、C³炭 素原子及びC<sup>4</sup>炭素原子がL<sup>2</sup>と2重結合もしくは3重結

子を連結する2重結合を表す場合には、それに応じて、 R'~R''は存在しなくても良い。

【0039】L²は-C³-C¹-N¹-C²-C⁴-を含む 環構造を形成する2価以上の連結基及びC³とC⁴を連結する単結合及び2重結合を表す。L²の好ましい形態としては、形成される環構造が、5員環から10員環であるものを挙げる事ができ、インヒビション解除性の観点から、5員環から8員環であるものが好ましく、合成適性を考慮すると5員環及び6員環であるものが好ましい。R⁴~R¹¹において、2つの置換基が同一原子に結合している場合、その2つの置換基が互いに同一の原子または置換基を表し、2重結合を形成しても良い。

(例: $R^4 = R^5 = O$ として、カルボニル基 $-CO - \varepsilon R$ 成しても良い。)  $R^4 \sim R^{-1}$ において、2つの置換基が隣接する2つの原子に結合している場合、その2つの置換基が互いに同一の原子または置換基を表し、3 員環を形成しても良い。(例: $R^4 = R^8 = O$ として、エポキシ基を形成しても良い。)

【0040】一般式(1)の化合物のうち、さらに好ましい態様として、一般式(I-c)で表される化合物を挙 20 げることができる。

[0041]

【化8】

H<sup>0</sup> R<sup>0</sup> R<sup>5</sup> R<sup>4</sup>

L<sup>2</sup> R<sup>10</sup> R<sup>0</sup> 
$$\otimes$$
 X

R<sup>11</sup> R<sup>10</sup> R<sup>7</sup> R<sup>0</sup>  $\otimes$  X

(1-c)

【0042】一般式 (1-c) 中、R<sup>2</sup>、X<sup>-</sup>はそれぞれー 30 般式(1)におけるそれらと同義であり、また、好まし い範囲も同様である。R<sup>2</sup>としてさらに好ましくは、ア ルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基、 またはそれらをさらに任意に置換した基であり、さら に、インヒビションの観点から、R<sup>2</sup>の炭素原子数が2 以上である事が好ましく、さらに好ましくは3以上、特 に好ましくは4以上である構造を挙げる事ができる。ま た、R<sup>4</sup>~R<sup>13</sup>は、水素原子または置換基を表し、置換 基としては、一般式(1)におけるR'、R'の例として 列挙した置換基を用いる事ができ、互いに同一でも異な 40 っていても良く、互いに結合し、環構造を形成しても良 く、L<sup>2</sup>及びR<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>と結合し、環構造を形成しても良 い。また、C3炭素原子及びC4炭素原子が、それぞれC ¹炭素原子及びC²炭素原子と2重結合もしくは3重結合 を形成する場合、C3炭素原子及びC4炭素原子がL2と 2 重結合もしくは3 重結合を形成する場合、またL<sup>2</sup>が C³炭素原子とC⁴炭素原子を連結する2重結合を表す場 合には、それに応じて、R<sup>4</sup>~R<sup>-1</sup>は存在しなくても良 61

【0043】Ar¹は芳香環基を表し、置換及び無置換

のフェニル、ナフチル、アントラニル、フェナントレニ ル、ピリジル、ピラジル、イミダゾリル、キノリニル、 インドリル、イソキノリニル、ピロリル、フラニル、ピ ラゾリル、トリアゾリル、テトラゾリル、オキサゾリ ル、オキサジアゾリル、チアゾリル、ピリミジニル等を 用いる事ができる。A r'は、 $L^2$ 、 $R^2$ 、 $R^4 \sim R'^3$ と結 合して環構造を形成しても良い。nは0または正の整数 を表し、好ましくは0、1、2、3であり、さらに好ま しくは0, 1, 2であり、特に好ましくは0, 1であ 10 る。 nが2以上である場合に複数存在する事になる R<sup>12</sup>、R<sup>13</sup>は互いに同一でも異なっていても良く、互い に結合して環構造を形成しても良い。 $L^{2}$ は $-C^{3}-C^{1}$  $-N'-C^2-C^4-$ を含む環構造を形成する2価以上の 連結基及びC³とC¹を連結する単結合及び2重結合を表 す。L<sup>1</sup>の好ましい形態としては、形成される環構造 が、5員環から10員環であるものを挙げる事ができ、 インヒビション解除性の観点から、5員環から8員環で あるものが好ましく、合成適性を考慮すると5員環及び 6 員環であるものが好ましい。 R'~ R'3 において、2 つの置換基が同一原子に結合している場合、その2つの 置換基が互いに同一の原子または置換基を表し、2重結 合を形成しても良い。(例:R'=R'=Oとして、カル ボニル基-CO-を形成しても良い。) R'~R'3にお いて、2つの置換基が隣接する2つの原子に結合してい る場合、その2つの置換基が互いに同一の原子または置 換基を表し、3員環を形成しても良い。(例: $R'=R^8$ =Oとして、エポキシ基を形成しても良い。)

【0044】一般式(1)の化合物のうち、さらに好ましい態様として、一般式(1-d)で表される化合物を挙げることができる。

[0045]

【化9】

(1-d)

【0046】一般式(1-d)中、R<sup>2</sup>、X<sup>-</sup>はそれぞれ一40 般式(1)におけるそれらと同義であり、また、好ましい範囲も同様である。R<sup>2</sup>としてさらに好ましくは、アルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基、またはそれらをさらに任意に置換した基であり、さらに、インヒビションの観点から、R<sup>2</sup>の炭素原子数が2以上である事が好ましく、さらに好ましくは3以上、特に好ましくは4以上である構造を挙げる事ができる。また、R<sup>4</sup>~R<sup>14</sup>は、水素原子または置換基を表し、置換基としては、一般式(1)におけるR<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>の例として列挙した置換基を用いる事ができ、互いに同一でも異なっていても良く、互いに結合し、環構造を形成しても良

く、L<sup>2</sup>及びR<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>と結合し、環構造を形成しても良 い。また、C³炭素原子及びC⁴炭素原子が、それぞれC 1炭素原子及びC2炭素原子と2重結合もしくは3重結合 を形成する場合、C³炭素原子及びC¹炭素原子がL²と 2 重結合もしくは3 重結合を形成する場合、またL<sup>2</sup>が C<sup>3</sup> 炭素原子とC<sup>4</sup> 炭素原子を連結する2 重結合を表す場 合には、それに応じて、R'~R'1は存在しなくても良 61

【0047】mは0~5の整数を表し、mが2以上の場 合に複数存在するR14は互いに同一でも異なっていても 良く、互いに結合して環構造を形成しても良い。nは0 または正の整数を表し、好ましくは0,1,2、3であ り、さらに好ましくは0、1、2であり、特に好ましく は0.1である。nが2以上である場合に複数存在する 事になるR<sup>12</sup>、R<sup>13</sup>は互いに同一でも異なっていても良 く、互いに結合して環構造を形成しても良い。L<sup>2</sup>は- $C^3 - C^1 - N^1 - C^2 - C^4 -$ を含む環構造を形成する2 価以上の連結基及びC³とC⁴を連結する単結合及び2重 結合を表す。L¹の好ましい形態としては、形成される 環構造が、5員環から10員環であるものを挙げる事が 20 でき、インヒビション解除性の観点から、5員環から8 員環であるものが好ましく、合成適性を考慮すると5員 環及び6員環であるものが好ましい。R'~R''におい て、2つの置換基が同一原子に結合している場合、その 2つの置換基が互いに同一の原子または置換基を表し、 2重結合を形成しても良い。(例: $R^4 = R^5 = O$ とし て、カルボニル基-CO-を形成しても良い。) R'~ R<sup>14</sup>において、2つの置換基が隣接する2つの原子に結 合している場合、その2つの置換基が互いに同一の原子 または置換基を表し、3員環を形成しても良い。(例: R'=R\*=Oとして、エポキシ基を形成しても良い。) 【0048】一般式(1)の化合物のうち、さらに好ま しい態様として、一般式(1-e)で表される化合物を挙 げることができる。

[0049]

【化10】

【0050】一般式 (1-e) 中、R<sup>2</sup>、X<sup>-</sup>はそれぞれ一 般式(1)におけるそれらと同義であり、また、好まし い範囲も同様である。R<sup>1</sup>としてさらに好ましくは、ア ルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基、 またはそれらをさらに任意に置換した基であり、さら に、インヒビションの観点から、R<sup>2</sup>の炭素原子数が2 以上である事が好ましく、さらに好ましくは3以上、特 に好ましくは4以上である構造を挙げる事ができる。ま 50 た、R'~R''は、水素原子または置換基を表し、置換 基としては、一般式 (1) における R'、 R'の例として 列挙した置換基を用いる事ができ、互いに同一でも異な っていても良く、互いに結合し、環構造を形成しても良 く、L3及びR2と結合し、環構造を形成しても良い。ま た、C³炭素原子及びC¹炭素原子が、それぞれC¹炭素 原子及びC<sup>1</sup> 炭素原子と2重結合もしくは3重結合を形 成する場合、C³炭素原子及びC¹炭素原子がL³と2重 結合もしくは3重結合を形成する場合、またL³がC³炭 素原子とC<sup>4</sup> 炭素原子を連結する2 重結合を表す場合に は、それに応じて、R'~R'1は存在しなくても良い。 【0051】mは0~5の整数を表し、mが2以上の場 合に複数存在するR'4は互いに同一でも異なっていても 良く、互いに結合して環構造を形成しても良い。nは0 または正の整数を表し、好ましくは0,1,2、3であ り、さらに好ましくは0、1、2であり、特に好ましく は0,1である。nが2以上である場合に複数存在する 事になるR<sup>12</sup>、R<sup>13</sup>は互いに同一でも異なっていても良 く、互いに結合して環構造を形成しても良い。L³はC³ とC<sup>4</sup>を連結する単結合及び2重結合、または-C<sup>3</sup>-C ¹-N¹-C²-C⁴-を含む環構造を形成する2価以上の 連結基を表し、連結基としては、一〇一、一S一、一N  $(R^{11})$  -、-C  $(R^{12})$   $(R^{13})$  -を用いる事ができ る。R<sup>L1</sup>~R<sup>L3</sup>は水素原子または一般式(1)における R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>の例として列挙した置換基を用いる事ができ、 R<sup>2</sup>、R<sup>4</sup>~R<sup>14</sup>と結合して環構造を形成しても良い。R 16、R17は互いに同一でも異なっていても良く、互いに 結合して環構造を形成しても良い。C3及びC4とL3が 2重結合を形成する場合、R<sup>11</sup>~R<sup>13</sup>は存在しなくても 良い。R'~R'4およびR'1~R<sup>13</sup>において、2つの置 換基が同一原子に結合している場合、その2つの置換基 が互いに同一の原子または置換基を表し、2 重結合を形 成しても良い。(例:R<sup>4</sup>=R<sup>5</sup>=Oとして、カルボニル 基-CO-を形成しても良い。) R' ~ R' ' および R' ' - R<sup>13</sup>において、2つの置換基が隣接する2つの原子に 結合している場合、その2つの置換基が互いに同一の原 子または置換基を表し、3員環を形成しても良い。

(例: $R^4 = R^8 = O$ として、エポキシ基を形成しても良

【0052】一般式(1)の化合物のうち、さらに好ま しい態様として、一般式(1-f)で表される化合物を挙 げることができる。

[0053]

【化11】

【0054】一般式(l-f)中、X-は一般式(1)におけるそれらと同義であり、また、好ましい範囲も同様である。また、 $R^4 \sim R^{17}$ は、水素原子または置換基を表し、置換基としては、一般式(1)における $R^2$ 、 $R^3$ の例として列挙した置換基を用いる事ができ、互いに同一でも異なっていても良く、互いに結合し、環構造を形成しても良く、 $L^3$ 及び $R^2$ 、 $R^3$ と結合し、環構造を形成しても良い。また、 $C^3$ 炭素原子及び $C^4$ 炭素原子が、それぞれ $C^1$ 炭素原子及び $C^2$ 炭素原子と2重結合もしくは3重結合を形成する場合、 $C^3$ 炭素原子及び $C^4$ 炭素原子とに3 重結合を形成する場合、また $L^3$ が $C^3$ 炭素原子と $C^4$ 炭素原子を連結する $D^3$ 年による場合には、それに応じて、 $D^4 \sim R^{11}$ 1は存在しな

【0055】m1、m2は $0\sim5$ の整数を表し、m1およびm2が2以上の場合に複数存在する $R^{14}$ 及び $R^{17}$ は互いに同一でも異なっていても良く、互いに結合して環構造を形成しても良い。m1、m2は0 または正の整数を表し、好ましくは0, 1, 2、3 であり、さらに好ましくは0, 1, 2 であり、特に好ましくは0, 1 である。m1及びm2が2以上である場合に複数存在する事になるm30、m41 でのでいても良く、互いに結合して環構造を形成しても良ない。m31 はm32 とm33 によっていても良く、互いに結合して環構造を形成しても良ない。m33 によってm34 によってm35 によってm36 に表

くても良い。

する2価以上の連結基を表し、連結基としては、-0 -, -S-,  $-N(R^{11})$  -,  $-C(R^{12})(R^{13})$  -を用いる事ができる。R<sup>L1</sup>~R<sup>L3</sup>は水素原子または一般 式(1)におけるR<sup>1</sup>、R<sup>3</sup>の例として列挙した置換基を 用いる事ができ、R<sup>1</sup>、R<sup>4</sup>~R<sup>14</sup>と結合して環構造を形 成しても良い。R'6、R'7は互いに同一でも異なってい ても良く、互いに結合して環構造を形成しても良い。C <sup>3</sup> 及びC<sup>4</sup> とL<sup>3</sup> が 2 重結合を形成する場合、R<sup>11</sup> ~ R<sup>13</sup> は存在しなくても良い。R<sup>4</sup>~R<sup>17</sup>およびR<sup>11</sup>~R<sup>13</sup>に 10 おいて、2つの置換基が同一原子に結合している場合、 その2つの置換基が互いに同一の原子または置換基を表 し、2重結合を形成しても良い。 (例: $R^4 = R^5 = O$ と して、カルボニル基-CO-を形成しても良い。)  $R^4 \sim R^{17}$  および $R^{11} \sim R^{13}$  において、2つの置換基が 隣接する2つの原子に結合している場合、その2つの置 換基が互いに同一の原子または置換基を表し、3員環を 形成しても良い。(例: $R^4 = R^8 = O$ として、エポキシ 基を形成しても良い。)

【0056】以下、本発明で好適に用いられる一般式(1)で表される化合物の具体例を挙げるが、上記一般式(1)で表される化合物であれば、この範囲において任意に選択することが可能であり、本発明が以下の例示化合物に限定されるものではない。化合物番号  $I-1\sim I-61$  で示されるのは、N原子を含む環構造が 6 員環の例であり、 $II-1\sim II-1$  で示されるのは、N原子を含む環構造が 5 員環の例である。また、 $III-1\sim III-1$  で示されるのは、N原子を含む環構造がメチル基を置換基として有する 6 員環の例であり、 $IV-1\sim IV-1$  で示されるのは、N原子及びO原子を含む環構造が 6 員環の例である。

[0057]

【化12】

	( 10 /		•
17			
R <sup>2</sup> R <sup>3</sup>	x.		
化合物 番号	R²	R³	X
l-1	H <sub>2</sub> H <sub>2</sub> H <sub>3</sub> C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		
I-2	CH <sub>2</sub>		Bř
l-3	H <sub>3</sub> C—CH <sub>2</sub> —		<b>B</b> r
1-4	O <sub>2</sub> N—CH <sub>2</sub> —		Br
l-5	O=Q DE	$\bigcirc$	Br
I-6	(		PF <sub>6</sub>
J-7	(		TsO <sup>-</sup>
1-8	H₃C—CH₂-		BF4
1-9	H <sub>9</sub> C-CH <sub>2</sub> -		TsO <sup>-</sup>
1-10	O <sub>2</sub> N-CH <sub>2</sub> -		PF <sub>6</sub>
l-11	0 <sub>2</sub> N		TsO <sup>-</sup>
<b>i-12</b>	CH2-	—CH₂—	Br"
I-13	H <sub>9</sub> C	CH <sub>2</sub>	Br⁻
l-14	O <sub>2</sub> N	H <sub>2</sub> C C C H <sub>2</sub>	PF6
l-15	0.4		TeC

[0058] [化13]

19

	<del></del>	<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>	
化合物 番号	R²	R³	X.
1-16	H <sub>3</sub> C CH-CH <sub>2</sub> — H <sub>3</sub> C		PF <sub>B</sub>
I-17	H <sub>3</sub> C CH-CH <sub>2</sub>	CH <sub>2</sub>	TsO'
I-1 <b>8</b>	H <sub>3</sub> C CH-CH <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>	PF <sub>6</sub>
i-19	H <sub>3</sub> C CH-CH₂— H <sub>3</sub> C	H <sub>3</sub> C CH <sub>2</sub> -	T₅O⁻
I-20	H <sub>3</sub> C CH-CH <sub>2</sub> — H <sub>3</sub> C	H <sub>3</sub> C C C H <sub>2</sub>	TsO'
I-21	H <sub>3</sub> C C C	H <sub>3</sub> C CH <sub>2</sub> -	TsO <sup>-</sup>
i-22	H <sub>3</sub> C CH−CH <sub>2</sub> — H <sub>9</sub> C	H <sub>3</sub> C CH <sub>2</sub> -	TsO'
I-23	$\bigcirc$		TsO <sup>-</sup>
1-24	$\bigcirc$		PF <sub>8</sub>
I-25	H <sub>3</sub> CC CH <sub>2</sub>		TsO <sup>-</sup>
I-26	CH- CH- H <sub>3</sub> C CH <sub>2</sub>	H <sub>3</sub> C CH <sub>2</sub> -	TsO'
I-27		$\bigcirc$	TsO

[0059]

30 【化14】

-	n	1
	۵	1

化合物 番号	R²	R <sup>q</sup>	X.
I-28		H <sub>3</sub> C CH <sub>2</sub> -	TsO
I-29			TsO
1-30		H <sub>2</sub> C CH <sub>2</sub> -	TsO*
I-31		H)	TsO <sup>-</sup>
I-32	CH <sub>2</sub> —	H	Br⁻
I-33	H <sub>3</sub> C CH-CH <sub>2</sub> — H <sub>3</sub> C	#30 CH— H30	TsO <sup>-</sup>
-34 <sup>-</sup>	Н₃С-СН₂-	H <sub>3</sub> C CH—	TsO'
1-35	H₃C CH−CH₂— H₃C	H₃C CH— H₃C	BF4"
I-35	H <sub>3</sub> C −CH <sub>2</sub> − CH <sub>2</sub> −	H <sub>3</sub> C CH <sub>2</sub> -	TsO'
J-36	H <sub>3</sub> C−CH <sub>3</sub> — CH <sub>2</sub> −		8F4
I-37	H <sub>3</sub> C-CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -	(H)—	81

[0060]

30 【化15】

_	
٠,	1
- 4	4

化合物 番号	R²	R <sup>3</sup>	x.
1-38	CI CH2-	H <sub>3</sub> C CH <sub>2</sub> -	Br*
1-39	Cl CH₂−		Br
1-40	CH <sub>Z</sub> —	СН <sub>3</sub> Н₃С—С— СН <sub>3</sub>	TsO'
l-41	F <sub>3</sub> C ← CH <sub>2</sub> −	(H)—	TsO
1-42	F <sub>3</sub> C ← CH <sub>2</sub> −	$\bigcirc$	8r
I-43	F <sub>3</sub> C-CH <sub>2</sub> -	H <sub>8</sub> C CH <sub>2</sub> -	Br*
1-44	F CH₂−	H —	PF <sub>8</sub>
I-45	F—CH <sub>2</sub> —		BF₄"
I-46	F CH <sub>2</sub> -	H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub> -	TsO <sup>-</sup>

[0061]

【化16】

化合物 番号	R²	H³	X <sup>.</sup>
I-47	O d	(H)	Br'
I-48			PF <sub>6</sub>
I-49	CH	H <sub>3</sub> C CH <sub>2</sub> -	Br
I-50	CH2-	(H)—	TsO <sup>-</sup>
I-51	CH2-	$\bigcirc$	TsO <sup>-</sup>
1-52	CH <sub>2</sub> —	H <sub>3</sub> C CH <sub>2</sub> -	PF <sub>e</sub> *
I-53	CH <sub>2</sub> —		Br <sup>*</sup>
I-54	CH <sub>2</sub> —	(H)—	8r*
I-55	CH <sub>2</sub> —	H <sub>3</sub> C CH <sub>2</sub> -	TsO <sup>-</sup>
I-56	GH <sub>2</sub>	<b>H</b>	PF <sub>8</sub>

[0062]

[0063]

【化18】

 $\bigcap_{R^3}$  x.

化合物番号	H²	R³	X.
II-1	H <sub>2</sub> H <sub>2</sub> H <sub>3</sub> C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	$\bigcirc$	r
II-2	CH₂-	H <sub>3</sub> C CH <sub>2</sub> -	PF <sub>6</sub>
11-3	н₃С—СН₂—		Br*
II-4	H₃C—CH₂−	H >-	Bar*
II-5	F <sub>3</sub> C	H <sub>3</sub> C CH <sub>2</sub> -	Br*
11-6	CH <sub>3</sub>	$\bigcirc$	PF <sub>6</sub> ·
11-7	H <sub>3</sub> CCH <sub>2</sub>	ÇH₃ H₃C—Ç— CH₃	Br'
II-8	F CH₂-	H₂N−S	TsO
11-9	NC-CH <sub>2</sub> -		Br'
II-10	CH <sub>2</sub> -S	H	PF <sub>6</sub>
II-11	CH	СН <sub>3</sub> Н <sub>3</sub> С—С— СН <sub>3</sub>	8r

[0064]

【化19】

化合物 番号	R²	R³	X.
II-12	G-G-G-GH <sub>2</sub> -	H <sub>2</sub> N-S	TsO
II-13	CH <sub>3</sub> C - CH <sub>2</sub> - CH <sub>2</sub> - CH <sub>2</sub>	H	T <sub>5</sub> Oʻ
II-14	CH- H <sub>3</sub> C-CH <sub>2</sub>	$\bigcirc$	TsO <sup>-</sup>
11-15	CH2	$\bigcirc$	TsO <sup>-</sup>
11-16	MeOCO—CH <sub>2</sub> —CH <sub>2</sub> —		TsO*
11-17	$\bigcirc$		TsQ <sup>-</sup>

[0065]

【化20】

29 N, R<sup>3</sup> X.

化合物 番号	R²	R <sup>3</sup>	X.
111-1	H <sub>2</sub> H <sub>2</sub> H <sub>3</sub> C C C C H <sub>2</sub> H <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	$\bigcirc$	r
III-2	—CH₂—	H <sub>3</sub> C CH <sub>2</sub> -	PF <sub>8</sub> '
III-3	H <sub>3</sub> C-CH <sub>2</sub> -		Br <sup>-</sup>
111-4	H <sub>3</sub> C-CH <sub>2</sub> -	H >	8r*
III-5	F <sub>3</sub> C—CH <sub>2</sub> —	CH3 H3C−C− CH3	Br <sup>-</sup>
<b>∤II-6</b>	CH- CH <sub>3</sub>	<b>─</b>	PF <sub>6</sub>
III-7	H <sub>3</sub> C-CH <sub>2</sub> -	(H)—	8r
III-8	F F	H <sub>2</sub> N−9	TsO*
111-9	NC—CH <sub>2</sub> —		Br*
III-10	CH <sub>2</sub> -5	СН3 СН3	PF <sub>6</sub>

[0066]

【化21】

		116211	
化合物 番号	H²	H3	X <sup>,</sup>
HI-11	E C		Br <sup>*</sup>
III-12	CH <sub>2</sub> -	H <sub>2</sub> N-S-	'OaT
III-13	CH <sub>3</sub> C − CH <sub>2</sub> − CH <sub>2</sub> − CH <sub>2</sub> −	H —	TsO <sup>*</sup>
III-14	H <sub>3</sub> C CH <sub>2</sub>		TsO <sup>-</sup>
III-15	CH <sub>2</sub> -	$\bigcirc$	TsO <sup>-</sup>
III-16	MeOCO—CH <sub>2</sub> —	<u> </u>	TeO <sup>-</sup>
III- <b>1</b> 7	$\bigcirc$		TsO`

[0067]

01	
~~	
R <sup>2</sup> R <sup>3</sup>	X-

化合物番号	Fl <sup>2</sup>	₽3	X·	
IV-1	H <sub>2</sub> H <sub>2</sub> H <sub>3</sub> C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	H <sub>2</sub> C, C, C, ,   / \		
IV-2	€ CH <sub>2</sub> -	H <sub>3</sub> C CH <sub>2</sub> -	PF <sub>6</sub> -	
fV-3	H <sub>3</sub> CCH <sub>2</sub>		Br'	
IV-4	H <sub>3</sub> C—CH₂−	H	Br*	
IV-5	F <sub>3</sub> C—CH <sub>2</sub> —	H <sub>3</sub> C CH₂−	Br <sup>-</sup>	
IV-6	CH- CH <sub>3</sub>	$\bigcirc$	PF <sub>6</sub>	
IV-7	H <sub>9</sub> C-CH <sub>2</sub> -	H	Br⁻	
IV-8	F—CH₂—	H <sub>2</sub> N−S−	TsO*	
IV-9	NC-CH <sub>2</sub> -	$\bigcirc$	Br⁻	
IV-10	CH <sub>2</sub> -5	(H)—	PF <sub>6</sub>	
IV-11	Ç.		Br*	

[0068]

【化23】

化合物 番号	R²	R³	X.
IV-12		H <sub>2</sub> N-\$	TsO <sup>-</sup>
IV-13	H <sub>3</sub> C −Ç − CH <sub>2</sub> − CH <sub>2</sub> − CH <sub>2</sub> −	H \_	T <b>sO</b> *
IV-14	CH- H <sub>3</sub> C CH <sub>2</sub>		TsO <sup>*</sup>
IV-15	CH <sub>2</sub> —	$\bigcirc$	TsO`
IV-16	WeOCO—CH2—	$\bigcirc$	TsO
IV-17		$\bigcirc$	°OaT

【0069】また、化合物番号V-1~V-22で示さ 式(1)で表れる以下の各種化合物も本発明の効果を発揮し得る一般 50 【0070】

式(1)で表される化合物として好適に用いられる。

【化24】

[0071] [化25]

【0073】前記一般式(1)で表される化合物のうち、N'原子を含む環構造が6員脂環(ピペリジン環構造)であって、N'原子に直接結合した芳香環と $CH_2$ を介して結合した芳香環とを有する構造の化合物、即ち、下記一般式(1-N)で表されるアンモニウム系化合物は、新規化合物であり、本発明の画像形成材料に特に好適に使用することができる。

V-21

[0074] [化27] -般式 (1-N)
(R<sup>N1</sup>)m X<sup>O</sup> (R<sup>N2</sup>)

V-21

【0075】式中、R\*1、R\*2はアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニルアミノ基、スルホニルアミノ基、スルファモイル基、カルバモイル基、アルキルチオ

ルボキシル基、ニトロ基から選ばれる置換基を表し、

していても良い。Yは一CH₂一、一〇一、一S一を表

基、アリールチオ基、スルホニル基、ヒドロキシル基、 メルカプト基、ハロゲン原子、シアノ基、スルホ基、カ m, nは0から5の整数である。R<sup>N1</sup>, R<sup>N2</sup>が複数個存 在する時は互いに同一であっても異なっていても良く、 互いに結合して環を形成しても良い。R\*1、R\*2は、環 状でも直鎖状であっても、分岐鎖を有するものであって [沸点(BP):110-112℃(2.2mmHg) もよく、これらはさらに同じ群から選ばれる置換基を有

す。 【0076】一般式(1-N)においては、先に述べた ピペリジン環構造と2つの芳香環とを有するこの構造を 有する化合物が新規化合物であり、対アニオン(X<sup>-</sup>) には、特に制限はなく、一般式(1)におけるのと同義 のものを適用することができる。即ち、X<sup>-</sup>は有機酸及 び無機酸の共役塩基に相当するアニオンを表し、Rª¹- $SO_3^-$ ,  $R^{a1} - SO_2^-$ ,  $R^{a1} - CO_2^-$ ,  $R^{a1} - O - PO$  $_{2}^{-}$ ,  $(R^{a} - O)_{2} P O_{2}^{-}$ ,  $R^{a} (R^{a} - O)_{2} P O_{2}^{-}$ ,  $R^{a i} - EW^{i} - Z^{-} - EW^{2} - R^{a i}$ ,  $(R^{a i})_{4} B^{-}$ ,  $A r^{x}$ O<sup>-</sup>などの有機酸共役塩基に相当するアニオン、また は、F<sup>-</sup>, Cl<sup>-</sup>, Br<sup>-</sup>, I<sup>-</sup>, PF<sub>6</sub><sup>-</sup>, BF<sub>4</sub><sup>-</sup>, SbF 6, ClO, SCN, CN, SiF, FSO; 等 の無機酸共役塩基に相当するアニオンを表す。ここで、 R\*」は有機置換基であり、アルキル基、アルケニル基、 アルキニル基、アリール基、アラルキル基、またはそれ らをさらに置換した基を表し、分子内に複数存在する場 合は、互いに独立して選択して良く、また互いに結合し て環を形成しても良い。EW¹~EW²は電子吸引性基を 表し、具体例として-SO-, -CO-, -SO<sub>2</sub>-, -CN,  $-NO_2$ ,  $-CF_3$ 等を挙げる事ができる。 Zは 30 - C R<sup>11</sup>-, - N- (R<sup>11</sup>は水素原子または置換基)を 表す。Ariは置換又は無置換のアリール基を表す。こ のような構造を有する新規アンモニウム化合物として は、具体的には、前記例示化合物中、(I-2)~(I -4),  $(I-6) \sim (I-11)$ , (I-39), (I-41), (I-45), (I-51), (I-53), (I-59), (IV-3), (IV-9), (IV-12)、(IV-15)、(IV-16)、(V-6)など が挙げられる。

【0077】以下に、一般式(1-N)で表される化合 40 物の代表的な合成例を示す。

〔合成例1:1-(4-メチルフェニル)ピペリジンの 合成〕反応容器に1,5-ジプロモペンタン(43g, 186.6mmol)、炭酸ナトリウム(30g, 28 0mmol)、メタノール100mlを量り取り室温で 撹拌、次いでp-トルイジン(10g, 93, 3mmo 1)をメタノール(50m1)に溶かし、反応液に滴下 して加えた。反応液を55℃に加温し5時間撹拌した 後、反応液を濾過し得られた濾液を減圧濃縮した。得ら れた油状混合物を酢酸エチルに溶解し、分液ロートを用 50 ピペリジニウムトシラートの合成〕4-メチルフェニル

いて飽和重曹水で洗浄後、3%塩酸で抽出した。水相を 撹拌しながら重曹を添加して中和した後、酢酸エチルで 3回抽出した。得られた酢酸エチル溶液を混合し、硫酸 マグネシウムで乾燥後、濾過、減圧濃縮、減圧蒸留によ って1-(4-メチルフェニル)ピペリジンを得た (8.2g, 収率50.3%)。

38

 $1 H - NMR (CDC l_3, 300 MHz) : 7.07$ (d, 2H), 6.86 (d, 2H), 3.09 (t, 10 4H), 2. 27 (s, 3H), 1. 73 (qui, 4 H), 1. 5-1. 65 (multi, 2H)] 【0078】 〔合成例2:4-メチルベンジル(4-メ チルフェニル) ピペリジニウムブロミドの合成〕反応容 器に1-(4-メチルフェニル)ピペリジン(4.0 g, 22.8mmol)、アセトン10mlを量り取り 室温で撹拌、次いで $\alpha$ -ブロモーp-キシレン(5g, 27. 4mmol)を添加した。室温で3時間撹拌後、 酢酸エチル20mlを加え、さらに30分撹拌し、吸引 濾過により白色粉体を濾取した。得られた粉体を乾燥し 4-メチルベンジル(4-メチルフェニル)ピペリジニ ウムブロミドを得た(6.8g,収率83%)。

[融点 (mp.):135-137℃;  $1H-NMR (CDCI_3, 300MHz) : 7.$ 33 (d, 2H), 7. 25 (d, 2H), 6. 95 (d, 2H), 6.83 (d, 2H), 5.28 2H), 4.3 2H), 4.89 (t, 1 (d, 2H), 2.43 (s, 3H), 1. 8-2.1 (multi, 3H), 1.5-1.7(multi, 3H)

【0079】〔合成例3:4-メチルフェニルベンジル ピペリジニウムヘキサフルオロホスフェートの合成) 4 -メチルフェニルベンジルピペリジニウムブロミド(1 3. 85g, 0. 04mmol) を脱イオン水20ml 溶解した水溶液と、ポタシウムヘキサフルオロホスフェ ート  $(KPF_6, 8.83g, 0.048mmol)$ を 脱イオン水30mlに溶解した水溶液を室温で混合し、 生じた白色固体を濾取した。得られた白色固体を脱イオ ン水300mlで洗浄し、濾過、乾燥して4-メチルフ ェニルベンジルピペリジニウムヘキサフルオロホスフェ ートを得た(15.6g, 収率95%)。

[mp. 203-204°;

1H-NMR (CDC  $l_3$ , 300MHz): 7.4-7. 6 (multi, 5H), 6. 98 (d, 2 H), 6.83 (d, 2H), 5.40 (d, 4. 90 (t, 2H), 4. 42 (d, 2H), 2.25 (s, 3H), 1.8-2.13H), 1. 5-1. 7 (mult (multi, 3 H)

【0080】〔合成例4:4-メチルフェニルベンジル

ベンジルピペリジニウムプロミド(13.85g.0. 04mmol)、p-トルエンスルホン酸ナトリウム (9.32g, 0.048mmol) を脱イオン水50 mlに溶解した水溶液を分液ロートを用いてクロロホル ム50m1で2回抽出した。得られたクロロホルム相を 混合し脱イオン水50mlで洗浄後、濾過乾燥し4-メ チルフェニルベンジルピペリジニウムトシラートを得た (16.1g, 収率92%)。

[mp. 176-177°;

 $1 H - NMR (CDCl_3, 300MHz) : 7.$ 91 (d, 2H), 7.45 (t, 3H), 7.3 7 (multi, 2H), 7.16 (d, 2H), 6.89 (d, 2H), 6.64 (d, 2H), 5.06 (s, 2H), 4.55 (t, H), 4.36 (d, 2H), 2.36 (s, 3 H), 2.23 (s, 3 H), 1.8-2.0(multi, 3H), 1.5-1.7 (mult 3H)]

【0081】本発明の画像形成材料に用いられる一般式 (1)で表される化合物は、1種のみを用いてもよく、 2種以上を併用してもよい。この化合物の含有量として は、膜形成性の観点から画像形成層の全固形分重量の5 0%以下であることが好ましく、画像形成性が極めて良 好であるという観点からは、0.1%~30%の範囲で あることが好ましく、また、耐刷性等の印刷性能と、画 像形成性を高いレベルで両立する添加量として、0.5 %~15%の範囲であることが最も好ましい。

【0082】[(A)水不溶性且つアルカリ可溶性樹 脂] 本発明のポジ型の画像形成層に使用できる(A)水 不溶性且つアルカリ可溶性樹脂(以下、適宜、アルカリ 可溶性樹脂と称する)としては、高分子中の主鎖および /または側鎖に酸性基を含有する単独重合体、これらの 共重合体またはこれらの混合物を包含する。中でも、下 記(1)~(6)に挙げる酸性基を高分子の主鎖および /または側鎖中に有するものが、アルカリ性現像液に対 する溶解性の点、溶解抑制能発現の点で好ましい。

[0083]

- (1)フェノール基(-Ar-OH)
- (2) スルホンアミド基 (-SO<sub>2</sub> NH-R)
- 基」という。)

 $[-SO_2 NHCOR, -SO_2 NHSO_2 R, -CO]$ NHSO<sub>2</sub> R)

- (4)カルボン酸基(-CO<sub>2</sub> H)
- (5) スルホン酸基 (-SO, H)
- (6) リン酸基 (-OPO<sub>3</sub> H<sub>2</sub>)

【0084】上記(1)~(6)中、Arは置換基を有 していてもよい2価のアリール連結基を表し、Rは、置 換基を有していてもよい炭化水素基を表す。

【0085】上記(1)~(6)より選ばれる酸性基を 有するアルカリ可溶性樹脂の中でも、(1)フェノール 基、(2)スルホンアミド基および(3)活性イミド基 を有するアルカリ可溶性樹脂が好ましく、特に、(1) フェノール基または(2)スルホンアミド基を有するア ルカリ可溶性樹脂が、アルカリ性現像液に対する溶解 10 性、現像ラチチュード、膜強度を十分に確保する点から 最も好ましい。

【0086】上記(1)~(6)より選ばれる酸性基を 有するアルカリ可溶性樹脂としては、例えば、以下のも のを挙げることができる。

(1) フェノール基を有するアルカリ可溶性樹脂として は、例えば、フェノールとホルムアルデヒドとの縮重合 体、m-クレゾールとホルムアルデヒドとの縮重合体、 p-クレゾールとホルムアルデヒドとの縮重合体、m-/p-混合クレゾールとホルムアルデヒドとの縮重合 体、フェノールとクレゾール (m-、p-、またはm-20 /p-混合のいずれでもよい)とホルムアルデヒドとの 縮重合体等のノボラック樹脂、およびピロガロールとア セトンとの縮重合体を挙げることができる。さらに、フ エノール基を側鎖に有する化合物を共重合させた共重合 体を挙げることもできる。或いは、フェノール基を側鎖 に有する化合物を共重合させた共重合体を用いることも できる。

【0087】フェノール基を有する化合物としては、フ ェノール基を有するアクリルアミド、メタクリルアミ ド、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、また はヒドロキシスチレン等が挙げられる。

【0088】(2)スルホンアミド基を有するアルカリ 可溶性樹脂としては、例えば、スルホンアミド基を有す る化合物に由来する最小構成単位を主要構成成分として 構成される重合体を挙げることができる。上記のような 化合物としては、窒素原子に少なくとも一つの水素原子 が結合したスルホンアミド基と、重合可能な不飽和基 と、を分子内にそれぞれ1以上有する化合物が挙げられ る。中でも、アクリロイル基、アリル基、またはビニロ (3) 置換スルホンアミド系酸基(以下、「活性イミド 40 キシ基と、置換あるいはモノ置換アミノスルホニル基ま たは置換スルホニルイミノ基と、を分子内に有する低分 子化合物が好ましく、例えば、下記一般式(i)~一般 式(v)で表される化合物が挙げられる。

[0089]

【化28】

30

41
$$CH_{2} = C_{CO-X^{1}-R^{2}-SO_{2}NH-R^{3}} - \text{般式}(I)$$

$$CH_{2} = C_{CO-X^{2}-R^{5}-NHSO_{2}-R^{6}} - \text{般式}(II)$$

$$CH_{2} = C_{R^{9}-SO_{2}-NH_{2}} - \text{般式}(III)$$

$$CH_{2} = C_{R^{10}-O-Y^{1}-R^{12}-SO_{2}NH-R^{13}} - \text{般式}(IV)$$

$$CH_{2} = C_{R^{15}-O-Y^{2}-R^{16}-NHSO_{2}-R^{17}} - \text{般式}(V)$$

【0090】〔式中、X'、X'は、それぞれ独立に-O-または-NR<sup>7</sup>を表す。R<sup>1</sup>、R<sup>4</sup>は、それぞれ独立 に水素原子又は-CH<sub>3</sub>を表す。R<sup>2</sup>、R<sup>5</sup>、R<sup>9</sup>、R<sup>12</sup>、 及び、R16は、それぞれ独立に置換基を有していてもよ い炭素数1~12のアルキレン基、シクロアルキレン 基、アリーレン基又はアラルキレン基を表す。R3、 R<sup>1</sup>、及び、R<sup>13</sup>は、それぞれ独立に水素原子、置換基 を有していてもよい炭素数1~12のアルキル基、シク ロアルキル基、アリール基又はアラルキル基を表す。ま 30 た、R<sup>6</sup>、R<sup>17</sup>は、それぞれ独立に置換基を有していて もよい炭素数1~12のアルキル基、シクロアルキル 基、アリール基、アラルキル基を表す。 R<sup>8</sup>、 R<sup>10</sup>、 R 14は、それぞれ独立に水素原子又は-CH3を表す。R 11、R15は、それぞれ独立に単結合又は置換基を有して いてもよい炭素数1~12のアルキレン基、シクロアル キレン基、アリーレン基又はアラルキレン基を表す。Y ¹、Y²は、それぞれ独立に単結合又はCOを表す。〕

【0091】一般式(i)~一般式(v)で表される化 合物のうち、本発明のポジ型平版印刷用材料では、特 に、m-アミノスルホニルフェニルメタクリレート、N - (p-アミノスルホニルフェニル) メタクリルアミ ド、N-(p-アミノスルホニルフェニル)アクリルア ミド等を好適に使用することができる。

【0092】(3)活性イミド基を有するアルカリ可溶 性樹脂としては、例えば、活性イミド基を有する化合物 に由来する最小構成単位を主要構成成分として構成され る重合体を挙げることができる。上記のような化合物と しては、下記構造式で表される活性イミド基と、重合可 能な不飽和基と、を分子内にそれぞれ1以上有する化合 50 はなく、同一の酸性基を有する最小構成単位を2種以

物を挙げることができる。

[0093] 【化29】

【0094】具体的には、N-(p-トルエンスルホニ ル) メタクリルアミド、N-(p-トルエンスルホニ ル)アクリルアミド等を好適に使用することができる。 【0095】(4)カルポン酸基を有するアルカリ可溶 性樹脂としては、例えば、カルボン酸基と、重合可能な 不飽和基と、を分子内にそれぞれ1以上有する化合物に 由来する最小構成単位を主要構成成分とする重合体を挙 げることができる。

(5) スルホン酸基を有するアルカリ可溶性高分子とし ては、例えば、スルホン酸基と、重合可能な不飽和基 と、を分子内にそれぞれ1以上有する化合物に由来する 最小構成単位を主要構成単位とする重合体を挙げること ができる。

(6) リン酸基を有するアルカリ可溶性樹脂としては、 例えば、リン酸基と、重合可能な不飽和基と、を分子内 にそれぞれ1以上有する化合物に由来する最小構成単位 を主要構成成分とする重合体を挙げることができる。

【0096】ポジ型画像形成層に用いるアルカリ可溶性 樹脂を構成する、前記(1)~(6)より選ばれる酸性 基を有する最小構成単位は、特に1種類のみである必要

44

上、または異なる酸性基を有する最小構成単位を2種以 上共重合させたものを用いることもできる。

【0097】前記共重合体は、共重合させる(1)~

(6) より選ばれる酸性基を有する化合物が共重合体中に10モル%以上含まれているものが好ましく、20モル%以上含まれているものがより好ましい。10モル%未満であると、現像ラチチュードを十分に向上させることができない傾向がある。

【0098】本発明では、化合物を共重合してアルカリ 可溶性樹脂を共重合体として用いる場合、共重合させる 化合物として、前記 (1)  $\sim$  (6) の酸性基を含まない 他の化合物を用いることもできる。 (1)  $\sim$  (6) の酸性基を含まない他の化合物の例としては、下記 (m1)  $\sim$  (m12) に挙げる化合物を例示することができるが、これらに限定されるものではない。

(m1) 2-ヒドロキシエチルアクリレート又は2-ヒドロキシエチルメタクリレート等の脂肪族水酸基を有するアクリル酸エステル類、及びメタクリル酸エステル類。

(m2) アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリ 20 れる。 ル酸プロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸アミル、 アクリル酸ヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸 リ可溶ベンジル、アクリル酸-2-クロロエチル、グリシジル 279アクリレート、等のアルキルアクリレート。 エノー

(m3) メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸アミル、メタクリル酸ヘキシル、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸ベンジル、メタクリル酸-2-クロロエチル、グリシジルメタクリレート、等のアルキルメタクリレート。

【0099】(m5) エチルビニルエーテル、2-クロロエチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、プロピルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、フェニルビニルエーテル等のビニルエーテル類。

(m6) ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート、 ビニルブチレート、安息香酸ビニル等のビニルエステル \*\*\*

(m7) スチレン、 $\alpha$  - メチルスチレン、メチルスチレン、クロロメチルスチレン等のスチレン類。

(m8) メチルビニルケトン、エチルビニルケトン、プロピルビニルケトン、フェニルビニルケトン等のビニルケトン類。

(m9) エチレン、プロピレン、イソブチレン、プタジエン、イソプレン等のオレフィン類。

(m10) N-ビニルピロリドン、アクリロニトリル、メタクリロニトリル等。

(m11) マレイミド、N-アクリロイルアクリルアミド、N-アセチルメタクリルアミド、N-プロピオニルメタクリルアミド、N-(p-クロロベンゾイル)メタクリルアミド等の不飽和イミド。

(m12) アクリル酸、メタクリル酸、無水マレイン酸、イタコン酸等の不飽和カルボン酸。

【0100】アルカリ可溶性樹脂としては、赤外線レーザー等による露光での画像形成性に優れる点で、フェノール性水酸基を有することが好ましく、例えば、フェノールホルムアルデヒド樹脂、m-クレゾールホルムアルデヒド樹脂、m-/p-混合クレゾールホルムアルデヒド樹脂、フェノール/クレゾール(m-, p-, 又はm-/p-混合のいずれでもよい)混合ホルムアルデヒド樹脂等のノボラック樹脂やピロガロールアセトン樹脂が好ましく挙げられる。

【0101】また、フェノール性水酸基を有するアルカリ可溶性樹脂としては、更に、米国特許第4,123,279号明細書に記載されているように、tーブチルフェノールホルムアルデヒド樹脂、オクチルフェノールホルムアルデヒド樹脂のような、炭素数3~8のアルキル基を置換基として有するフェノールとホルムアルデヒドとの縮重合体が挙げられる。

【0102】アルカリ可溶性樹脂は、その重量平均分子量が500以上であることが画像形成性の点で好ましる、1,000~700,000であることがより好ましい。また、その数平均分子量が500以上であることが好ましく、750~650,000であることがより好ましい。分散度(重量平均分子量/数平均分子量)は1.1~10であることが好ましい。

【0103】また、これらのアルカリ可溶性樹脂は単独で用いるのみならず、2種類以上を組み合わせて使用してもよい。組み合わせる場合には、米国特許第4123279号明細書に記載されているような、tープチルフェノールとホルムアルデヒドとの縮重合体や、オクチルフェノールとホルムアルデヒドとの縮重合体のような、炭素数3~8のアルキル基を置換基として有するフェノールとホルムアルデヒドとの縮重合体、本発明者らが先に提出した特開2000-241972号公報に記載の芳香環上に電子吸引性基を有するフェノール構造を有するアルカリ可溶性樹脂などを併用してもよい。

【0104】本発明におけるアルカリ可溶性樹脂は、その合計の含有量が、画像形成層全固形分中、 $30\sim98$  重量%が好ましく、 $40\sim95$  重量%がより好ましい。含有量が30 重量%未満である場合には、耐久性が悪化する傾向にあり、また、98 重量%を超える場合には、

感度、画像形成性が低下する傾向があるため好ましくない。

【0105】[(B) 光熱変換剤] 本発明に用いられる 光熱変換剤としては、記録に使用する光エネルギー照射 線を吸収し、熱を発生する物質であれば特に吸収波長域 の制限はなく用いることができるが、入手容易な高出力 レーザーへの適合性の観点から波長760 nmから12 00 nmに吸収極大を有する赤外線吸収性染料又は顔料 が好ましく挙げられる。

【0106】染料としては、市販の染料及び例えば「染 10料便覧」(有機合成化学協会編集、昭和45年刊)等の文献に記載されている公知のものが利用できる。具体的には、アゾ染料、金属錯塩アゾ染料、ピラゾロンアゾ染料、ナフトキノン染料、アントラキノン染料、フタロシアニン染料、カルボニウム染料、キノンイミン染料、メチン染料、シアニン染料、スクアリリウム色素、ピリリウム塩、金属チオレート錯体、オキソノール染料、ジイモニウム染料、アミニウム染料、クロコニウム染料等の染料が挙げられる。

【0107】好ましい染料としては、例えば、特開昭58-125246号、特開昭59-84356号、特開昭59-202829号、特開昭60-78787号等に記載されているシアニン染料、特開昭58-173696号、特開昭58-181690号、特開昭58-194595号等に記載されているメチン染料、特開昭58-112793号、特開昭59-48187号、特開昭59-73996号、特開昭60-52940号、特開昭60-63744号等に記載されているナフトキノン染料、特開昭58-112792号等に記載されているスクアリリウム色素、英国特許434、875号記載のシアニン染料等を挙げることができる。

【0108】また、米国特許第5,156,938号記載の近赤外吸収増感剤も好適に用いられ、また、米国特許第3,881,924号記載の置換されたアリールベンゾ(チオ)ピリリウム塩、特開昭57-142645号(米国特許第4,327,169号)記載のトリメチンチアピリリウム塩、特開昭58-181051号、同58-220143号、同59-41363号、同59-84249号、同59-146063号、同59-146061号に記載されているピリリウム系化合物、特開昭59-216146号記載のシアニン色素、米国特許第4,283,475号に記載のペンタメチンチオピリリウム塩等や特公平5-13514号、同5-19702号に開示されているピリリウム化合物も好ましく用いられる。

【0109】また、染料として好ましい別の例として米国特許第4,756,993号明細書中に式(I)、

(II) として記載されている近赤外吸収染料を挙げることができる。

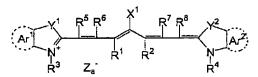
46

【0110】これらの染料のうち特に好ましいものとしては、シアニン色素、フタロシアニン染料、オキソノール染料、スクアリリウム色素、ピリリウム塩、チオピリリウム染料、ニッケルチオレート錯体が挙げられる。さらに、下記一般式(a)~一般式(e)で示される染料が光熱変換効率に優れるため好ましく、特に下記一般式(a)で示されるシアニン色素は、本発明の重合性組成中で使用した場合に、高い重合活性を与え、且つ、安定性、経済性に優れるため最も好ましい。

[0111]

【化30】

一般式 (a)



[0113]

【化31】

30



【0114】 $R^{\dagger}$ 及び $R^{2}$ は、それぞれ独立に、炭素原子数 $1\sim12$ の炭化水素基を示す。感光層塗布液の保存安定性から、 $R^{\dagger}$ 及び $R^{2}$ は、炭素原子数2個以上の炭化水素基であることが好ましく、さらに、 $R^{\dagger}$ と $R^{2}$ とは互いに結合し、5員環又は6員環を形成していることが特に好ましい。

【0115】Ar'、Ar'は、それぞれ同じでも異なっ ていても良く、置換基を有していても良い芳香族炭化水 素基を示す。好ましい芳香族炭化水素基としては、ベン ゼン環及びナフタレン環が挙げられる。また、好ましい 置換基としては、炭素原子数12個以下の炭化水素基、 ハロゲン原子、炭素原子数12個以下のアルコキシ基が 挙げられる。Y¹、Y¹は、それぞれ同じでも異なってい ても良く、硫黄原子又は炭素原子数12個以下のジアル キルメチレン基を示す。R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>は、それぞれ同じでも 異なっていても良く、置換基を有していても良い炭素原 子数20個以下の炭化水素基を示す。好ましい置換基と しては、炭素原子数12個以下のアルコキシ基、カルボ キシル基、スルホ基が挙げられる。R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup>及び R<sup>®</sup>は、それぞれ同じでも異なっていても良く、水素原 子又は炭素原子数12個以下の炭化水素基を示す。原料 50 の入手性から、好ましくは水素原子である。また、 Za<sup>-</sup>

は、対アニオンを示す。ただし、R¹~R⁵のいずれかに スルホ基が置換されている場合は、Za は必要ない。好 ましいZa は、感光層塗布液の保存安定性から、ハロゲ ンイオン、過塩素酸イオン、テトラフルオロボレートイ オン、ヘキサフルオロホスフェートイオン、及びスルホ ン酸イオンであり、特に好ましくは、過塩素酸イオン、 ヘキサフルオロフォスフェートイオン、及びアリールス ルホン酸イオンである。

【0116】本発明において、好適に用いることのでき

る一般式 (a) で示されるシアニン色素の具体例としては、以下に例示するものの他、特願平11-310623号明細書の段落番号  $[0017] \sim [0019]$ 、特願2000-224031号明細書の段落番号  $[0012] \sim [0038]$ 、特願2000-211147号明細書の段落番号  $[0012] \sim [0023]$  に記載されたものを挙げることができる。

48

[0117]

【化32】

[0119]

[0118]

【0122】前記一般式(b)中、Lは共役炭素原子数 7以上のメチン鎖を表し、該メチン鎖は置換基を有して いてもよく、置換基が互いに結合して環構造を形成して いてもよい。Zb<sup>†</sup>は対カチオンを示す。好ましい対カチ オンとしては、アンモニウム、ヨードニウム、スルホニ ウム、ホスホニウム、ピリジニウム、アルカリ金属カチ オン (Ni'、K'、Li') などが挙げられる。 $R^{9} \sim R$ ''及びR'''~R''は互いに独立に水素原子又はハロゲン 50 R'''~R'''がすべて水素原子を表すものが入手の容易性

原子、シアノ基、アルキル基、アリール基、アルケニル 基、アルキニル基、カルボニル基、チオ基、スルホニル 基、スルフィニル基、オキシ基、又はアミノ基から選択 される置換基、或いは、これらを2つ若しくは3つ組合 せた置換基を表し、互いに結合して環構造を形成してい てもよい。ここで、前記一般式(b)中、Lが共役炭素 原子数7のメチン鎖を表すもの、及び、R°~R14及び

52

と効果の観点から好ましい。

【0123】本発明において、好適に用いることのでき る一般式(b)で示される染料の具体例としては、以下 に例示するものを挙げることができる。

[0124]

【化37】

[0125]

【化38】 一般式(c)

【0126】前記一般式(c)中、Y3及びY4は、それ ぞれ、酸素原子、硫黄原子、セレン原子、又はテルル原 30 子を表す。Mは、共役炭素数5以上のメチン鎖を表す。 R<sup>21</sup>~R<sup>24</sup>及びR<sup>25</sup>~R<sup>28</sup>は、それぞれ同じであっても 異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、シアノ 基、アルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキニ ル基、カルボニル基、チオ基、スルホニル基、スルフィ ニル基、オキシ基、又はアミノ基を表す。また、式中Z a は対アニオンを表し、前記一般式(a)におけるZa と同義である。

【0127】本発明において、好適に用いることのでき る一般式(c)で示される染料の具体例としては、以下 40 に例示するものを挙げることができる。

[0128]

【化39】

[0129]

【化40】

一般式(d)

$$R^{29}$$
 $Z_c$ 
 $(R^{33})_n$ 
 $X^2$ 
 $X^3$ 
 $(R^{34})_m$ 
 $R^{31}$ 

【0130】前記一般式(d)中、R29ないしR31は各 々独立に、水素原子、アルキル基、又はアリール基を示 す。R33及びR34は各々独立に、アルキル基、置換オキ シ基、又はハロゲン原子を示す。n及びmは各々独立に 0ないし4の整数を示す。R<sup>29</sup>とR<sup>30</sup>、又はR<sup>31</sup>とR<sup>32</sup> はそれぞれ結合して環を形成してもよく、またR<sup>29</sup>及び /又はR<sup>30</sup>はR<sup>33</sup>と、またR<sup>31</sup>及び/又はR<sup>32</sup>はR<sup>34</sup>と 結合して環を形成しても良く、さらに、R33或いはR34 が複数存在する場合に、R33同士あるいはR34同士は互 いに結合して環を形成してもよい。X2及びX3は各々独 立に、水素原子、アルキル基、又はアリール基であり、 X<sup>2</sup>及びX<sup>3</sup>の少なくとも一方は水素原子又はアルキル基 を示す。Qは置換基を有していてもよいトリメチン基又 はペンタメチン基であり、2価の有機基とともに環構造 20 IB、IVB族原子、第一、第二、第三周期の遷移金属、 を形成してもよい。 Zc は対アニオンを示し、前記一般 式(a)におけるZa<sup>-</sup>と同義である。

【0131】本発明において、好適に用いることのでき る一般式(d)で示される染料の具体例としては、以下 に例示するものを挙げることができる。

[0132]

【化41】

[0133] 【化42】

一般式(e)

【0134】前記一般式(e)中、R35~R50はそれぞ れ独立に、置換基を有してもよい水素原子、ハロゲン原 子、シアノ基、アルキル基、アリール基、アルケニル 基、アルキニル基、水酸基、カルボニル基、チオ基、ス ルホニル基、スルフィニル基、オキシ基、アミノ基、オ ニウム塩構造を示す。Mは2つの水素原子若しくは金属 原子、ハロメタル基、オキシメタル基を示すが、そこに 含まれる金属原子としては、周期律表のIA、IIA、II ランタノイド元素が挙げられ、中でも、銅、マグネシウ ム、鉄、亜鉛、コバルト、アルミニウム、チタン、バナ ジウムが好ましい。

【0135】本発明において、好適に用いることのでき る一般式(e)で示される染料の具体例としては、以下 に例示するものを挙げることができる。

[0136]

【化43】

【0137】本発明において赤外線吸収剤として使用される顔料としては、市販の顔料及びカラーインデックス(C. I.)便覧、「最新顔料便覧」(日本顔料技術協会編、1977年刊)、「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)、「印刷インキ技術」CMC出版、1984年刊)に記載されている顔料が挙げられる。

【0138】顔料の種類としては、黒色顔料、黄色顔料、オレンジ色顔料、褐色顔料、赤色顔料、紫色顔料、青色顔料、緑色顔料、蛍光顔料、金属粉顔料、その他、ポリマー結合色素が挙げられる。具体的には、不溶性アゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮合アゾ顔料、キレートアゾ 40顔料、フタロシアニン系顔料、アントラキノン系顔料、ペリレン及びペリノン系顔料、チオインジゴ系顔料、キナクリドン系顔料、ジオキサジン系顔料、イソインドリノン系顔料、キノフタロン系顔料、染付けレーキ顔料、アジン顔料、ニトロソ顔料、ニトロ顔料、天然顔料、蛍光顔料、無機顔料、カーボンブラック等が使用できる。これらの顔料のうち好ましいものはカーボンブラックである。

【0139】これら顔料は表面処理をせずに用いてもよ 号公報に記載のジアゾニウム塩、米国特許第4,069,055 く、表面処理を施して用いてもよい。表面処理の方法に 50 号、同4,069,056 号、特開平3-140140号の明細書に記載

は、樹脂やワックスを表面コートする方法、界面活性剤を付着させる方法、反応性物質(例えば、シランカップリング剤、エポキシ化合物、ポリイソシアネート等)を 顔料表面に結合させる方法等が考えられる。上記の表面 処理方法は、「金属石鹸の性質と応用」(幸書房)、

「印刷インキ技術」(CMC出版、1984年刊)及び「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)に記載されている。

【0140】顔料の粒径は $0.01\mu$ m $\sim 10\mu$ mの範目 囲にあることが好ましく、 $0.05\mu$ m $\sim 1\mu$ mの範囲にあることがさらに好ましく、特に $0.1\mu$ m $\sim 1\mu$ m の範囲にあることが好ましい。顔料の粒径が $0.01\mu$ m未満のときは分散物の画像感光層塗布液中での安定性の点で好ましくなく、また、 $10\mu$ mを越えると画像感光層の均一性の点で好ましくない。

【0141】顔料を分散する方法としては、インク製造やトナー製造等に用いられる公知の分散技術が使用できる。分散機としては、超音波分散器、サンドミル、アトライター、パールミル、スーパーミル、ボールミル、イ20 ンペラー、デスパーザー、KDミル、コロイドミル、ダイナトロン、3本ロールミル、加圧ニーダー等が挙げられる。詳細は、「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)に記載されている。

【0142】これらの光熱変換剤である顔料もしくは染料は、画像形成層を構成する全固形分に対し0.01~50重量%、好ましくは0.1~30重量%、染料の場合特に好ましくは0.5~10重量%、顔料の場合特に好ましくは0.1~10重量%の割合で添加することができる。ただし、重層感材の上層に用いる場合は、基板界面における現像性の問題がない分、添加量の自由度が高く、全固形分に対して0.01~50重量%、好ましくは0.1~40重量%、特に好ましくは、0.5~30重量%の割合で添加することができる。

【0143】〔その他の成分〕本発明のポジ型画像形成 層を形成するにあたっては、更に必要に応じて、種々の 添加剤を添加することができる。例えばオニウム塩、o キノンジアジド化合物、芳香族スルホン化合物、芳香 族スルホン酸エステル化合物等の熱分解性であり、分解 しない状態ではアルカリ水可溶性高分子化合物の溶解性 を実質的に低下させる物質を併用することは、画像部の 現像液への溶解阻止性の向上を図る点では、好ましい。 オニウム塩としてはジアゾニウム塩、アンモニウム塩、 ホスホニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、セ レノニウム塩、アルソニウム塩等を挙げる事ができる。 【0144】本発明において用いられるオニウム塩とし て、好適なものとしては、例えば S. I. Schlesinger. Photogr. Sci. Eng., 18, 387 (1974) . T. S. Bal et a 1. Polymer, 21, 423 (1980) 、特開平 5 - 1 5 8 2 3 0 号公報に記載のジアゾニウム塩、米国特許第4,069,055

のアンモニウム塩、D. C. Necker et al, Macromolecul es, 17, 2468 (1984). C. S. Wen et al, Teh, Proc. Co nf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct (1988)、米国 特許第4,069,055 号、同4,069,056 号に記載のホスホニ ウム塩、J. V. Crivello et al, Macromorecules, 10 (6), 1307 (1977), Chem. & Eng. News, Nov. 28, p31 (1988)、欧州特許第104, 143 号、米国特許第339, 049 号、同第410,201 号、特開平2-150848号、特開平2-2965 14号に記載のヨードニウム塩、J. V. Crivello et al, P olymer J. 17, 73 (1985), J. V. Crivello et al. J. Org. Chem., 43, 3055 (1978), W. R. Watt et al, J. P olymer Sci., Polymer Chem. Ed., 22, 1789 (1984) . J. V. Crivello et al. Polymer Bull., 14, 279 (198 5), J. V. Crivello et al, Macromorecules, 14(5), 1141 (1981), J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 2877 (1979) 、欧州特許第37 0,693 号、同233,567 号、同297,443 号、同297,442 号、米国特許第4,933,377 号、同3,902,114 号、同410, 201 号、同339,049 号、同4,760,013 号、同4,734,444 号、同2,833,827 号、独国特許第2,904,626 号、同3,60 4,580 号、同3,604,581 号に記載のスルホニウム塩、J. V. Crivello et al, Macromorecules, 10(6), 1307 (19 77), J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polyme r Chem. Ed., 17, 1047 (1979) に記載のセレノニウム 塩、C. S. Wen et al, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing AS IA, p478 Tokyo, Oct (1988) に記載のアルソニウム塩等 があげられる。オニウム塩のなかでも、ジアゾニウム塩 が特に好ましい。また、特に好適なジアゾニウム塩とし ては特開平5-158230号公報記載のものがあげら れる。

【0145】オニウム塩の対イオンとしては、四フッ化 ホウ酸、六フッ化リン酸、トリイソプロピルナフタレン スルホン酸、5-二トロ-0-トルエンスルホン酸、5 - スルホサリチル酸、2,5-ジメチルベンゼンスルホ ン酸、2,4,6-トリメチルベンゼンスルホン酸、2 - ニトロベンゼンスルホン酸、3-クロロベンゼンスル ホン酸、3-ブロモベンゼンスルホン酸、2-フルオロ カプリルナフタレンスルホン酸、ドデシルベンゼンスル ホン酸、1-ナフトール-5-スルホン酸、2-メトキ シー4-ヒドロキシー5-ベンゾイル-ベンゼンスルホ 40 ン酸、及びパラトルエンスルホン酸等を挙げることがで きる。これらの中でも特に六フッ化リン酸、トリイソプ ロピルナフタレンスルホン酸や2,5-ジメチルベンゼ ンスルホン酸のごときアルキル芳香族スルホン酸が好適

【0146】好適なキノンジアジド類としては0-キノ ンジアジド化合物を挙げることができる。本発明に用い られる 0 ーキノンジアジド化合物は、少なくとも1個の o-キノンジアジド基を有する化合物で、熱分解により

を用いることができる。つまり、o-キノンジアジドは 熱分解により結着剤の溶解抑制能を失うことと、ローキ ノンジアジド自身がアルカリ可溶性の物質に変化するこ との両方の効果により感材系の溶解性を助ける。本発明 に用いられるoーキノンジアジド化合物としては、例え ば、」、コーサー著「ライト-センシティブ・システム ズ」 (John Wiley & Sons. Inc.)第339~352頁に 記載の化合物が使用できるが、特に種々の芳香族ポリヒ ドロキシ化合物あるいは芳香族アミノ化合物と反応させ たoーキノンジアジドのスルホン酸エステル又はスルホ ン酸アミドが好適である。また、特公昭43-28403 号公 報に記載されているようなベンゾキノン(1,2)-ジ アジドスルホン酸クロライド又はナフトキノンー(1, 2) -ジアジド-5-スルホン酸クロライドとピロガロ ールーアセトン樹脂とのエステル、米国特許第3,046,12 0 号及び同第3, 188, 210 号に記載されているベンゾキノ ン- (1, 2) -ジアジドスルホン酸クロライド又はナ フトキノンー(1,2)-ジアジド-5-スルホン酸ク ロライドとフェノールーホルムアルデヒド樹脂とのエス テルも好適に使用される。

【0147】さらにナフトキノン-(1,2)-ジアジ ドー4-スルホン酸クロライドとフェノールホルムアル デヒド樹脂あるいはクレゾールーホルムアルデヒド樹脂 とのエステル、ナフトキノン- (1, 2) -ジアジドー 4-スルホン酸クロライドとピロガロール-アセトン樹 脂とのエステルも同様に好適に使用される。その他の有 用なのーキノンジアジド化合物としては、数多くの特許 に報告され知られている。例えば特開昭47-5303号、特 開昭48-63802 号、特開昭48-63803 号、特開昭48-96 575 号、特開昭49-38701 号、特開昭48-13354 号、特 公昭41-11222号、特公昭45-9610号、特公昭49-17481 号、米国特許第2,797,213 号、同第3,454,400 号、同 第3,544,323 号、同第3,573,917 号、同第3,674,495 号、同第3,785,825 号、英国特許第1,227,602 号、同第 1,251,345 号、同第1,267,005 号、同第1,329,888 号、 同第1,330,932 号、ドイツ特許第854,890 号などの各明 細書中に記載されているものをあげることができる。

【0148】 oーキノンジアジド化合物の添加量は好ま しくは印刷版材料全固形分に対し、1~50重量%、更 に好ましくは5~30重量%、特に好ましくは10~3 0 重量%の範囲である。これらの化合物は単一で使用で きるが、数種の混合物として使用してもよい。

【0149】 0-キノンジアジド化合物以外の添加剤の 添加量は、好ましくは1~50重量%、更に好ましくは 5~30重量%、特に好ましくは10~30重量%であ る。本発明の添加剤と結着剤は、同一層へ含有させるこ とが好ましい。

【0150】また、更に感度を向上させる目的で、環状 酸無水物類、フェノール類、有機酸類を併用することも アルカリ可溶性を増すものであり、種々の構造の化合物 50 できる。環状酸無水物としては米国特許第4,115,128 号

く、具体例として、(株)チッソ社製、DBE-224、 DBE-621, DBE-712, DBP-732, D BP-534、独Tego社製、Tego Glide 100等のポリアルキレンオキシド変性シリコーンを挙

げることが出来る。上記非イオン界面活性剤及び両性界 面活性剤の印刷版材料中に占める割合は、0.05~1 5重量%が好ましく、より好ましくは0.1~5重量%

である。

【0152】本発明における画像形成層中には、露光に よる加熱後直ちに可視像を得るための焼き出し剤や、画 像着色剤としての染料や顔料を加えることができる。焼 き出し剤としては、露光による加熱によって酸を放出す る化合物(光酸放出剤)と塩を形成し得る有機染料の組 合せを代表として挙げることができる。具体的には、特 開昭50-36209号、同53-8128号の各公報 に記載されているoーナフトキノンジアジドー4ースル ホン酸ハロゲニドと塩形成性有機染料の組合せや、特開 昭53-36223号、同54-74728号、同60 -3626号、同61-143748号、同61-15 1644号及び同63-58440号の各公報に記載さ れているトリハロメチル化合物と塩形成性有機染料の組 合せを挙げることができる。かかるトリハロメチル化合 物としては、オキサゾール系化合物とトリアジン系化合 物とがあり、どちらも経時安定性に優れ、明瞭な焼き出 し画像を与える。

【0153】画像の着色剤としては、前述の塩形成性有 機染料以外に他の染料を用いることができる。塩形成性 有機染料を含めて、好適な染料として油溶性染料と塩基 性染料をあげることができる。具体的にはオイルイエロ 【0151】また、本発明に係る画像形成層塗布液中に 30 ー#101、オイルイエロー#103、オイルピンク# 312、オイルグリーンBG、オイルブルーBOS、オ イルブルー#603、オイルブラックBY、オイルブラ ックBS、オイルプラックT-505(以上オリエント 化学工業(株)製)、ビクトリアピュアブルー、クリス タルバイオレット(СІ42555)、メチルバイオレ ット(CI42535)、エチルバイオレット、ローダ ミンB(CI145170B)、マラカイトグリーン (CI42000)、メチレンブルー(CI5201 5) などを挙げることができる。また、特開昭62-2 40 93247号公報に記載されている染料は特に好まし い。これらの染料は、印刷版材料全固形分に対し、0. 01~10重量%、好ましくは0.1~3重量%の割合 で印刷版材料中に添加することができる。更に本発明の 印刷版材料中には必要に応じ、塗膜の柔軟性等を付与す るために可塑剤が加えられる。例えば、ブチルフタリ ル、ポリエチレングリコール、クエン酸トリプチル、フ タル酸ジエチル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジヘキシ ル、フタル酸ジオクチル、リン酸トリクレジル、リン酸 トリブチル、リン酸トリオクチル、オレイン酸テトラヒ ドロフルフリル、アクリル酸又はメタクリル酸のオリゴ

明細書に記載されている無水フタル酸、テトラヒドロ無 水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、3,6-エン ドオキシ-Δ4 ーテトラヒドロ無水フタル酸、テトラク ロル無水フタル酸、無水マレイン酸、クロル無水マレイ ン酸、α-フェニル無水マレイン酸、無水コハク酸、無 水ピロメリット酸などが使用できる。フェノール類とし ては、ピスフェノールA、p-ニトロフェノール、p-エトキシフェノール、2,4,4′ートリヒドロキシベ ンゾフェノン、2,3,4-トリヒドロキシベンゾフェ ノン、4-ヒドロキシベンゾフェノン、4,4',4" - トリヒドロキシトリフェニルメタン、4, 4, 3", 4"ーテトラヒドロキシー3, 5, 3', 5'ー テトラメチルトリフェニルメタンなどが挙げられる。更 に、有機酸類としては、特開昭60-88942 号、特開平2 -96755 号公報などに記載されている、スルホン酸類、 スルフィン酸類、アルキル硫酸類、ホスホン酸類、リン 酸エステル類及びカルボン酸類などがあり、具体的に は、p-トルエンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホ ン酸、p-トルエンスルフィン酸、エチル硫酸、フェニ ルホスホン酸、フェニルホスフィン酸、リン酸フェニ ル、リン酸ジフェニル、安息香酸、イソフタル酸、アジ ピン酸、p-トルイル酸、3,4-ジメトキシ安息香 酸、フタル酸、テレフタル酸、4-シクロヘキセン-1,2-ジカルボン酸、エルカ酸、ラウリン酸、n-ウ ンデカン酸、アスコルビン酸などが挙げられる。上記の 環状酸無水物、フェノール類及び有機酸類の印刷版材料 中に占める割合は、0.05~20重量%が好ましく、 より好ましくは0.1~15重量%、特に好ましくは 0.1~10重量%である。

は、現像条件に対する処理の安定性を広げるため、特開 昭62-251740号公報や特開平3-208514 号公報に記載されているような非イオン界面活性剤、特 開昭59-121044号公報、特開平4-13149 号公報に記載されているような両性界面活性剤、EP9 50517公報に記載されているようなシロキサン系化 合物、特開平11-288093号公報に記載されてい るようなフッ素含有のモノマー共重合体を添加すること ができる。非イオン界面活性剤の具体例としては、ソル ビタントリステアレート、ソルビタンモノパルミテー ト、ソルビタントリオレート、ステアリン酸モノグリセ リド、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル等が 挙げられる。両面活性剤の具体例としては、アルキルジ (アミノエチル) グリシン、アルキルポリアミノエチル グリシン塩酸塩、2-アルキル-N-カルボキシエチル -N-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインやN ーテトラデシルーN, N-ベタイン型(例えば、商品名 「アモーゲンK」:第一工業(株)製)等が挙げられ る。シロキサン系化合物としては、ジメチルシロキサン とポリアルキレンオキシドのブロック共重合体が好まし 50

20

30

マー及びポリマー等が用いられる。

【0154】また、これら以外にも、エポキシ化合物、ビニルエーテル類、さらには、特開平8-276558号公報に記載のヒドロキシメチル基を有するフェノール化合物、アルコキシメチル基を有するフェノール化合物、及び、本発明者らが先に提案した特開平11-160860号公報に記載のアルカリ溶解抑制作用を有する架橋性化合物などを目的に応じて適宜添加することができる。

【0155】本発明の画像形成材料は、この画像形成層を適当な支持体上に形成してなるものであり、平版印刷版原版、カラープルーフ、ディスプレイ材料などのさまざまな用途に適用し得るが、特に赤外線レーザ露光によるダイレクト製版可能なヒートも度対応平版印刷版原版として有用である。以下に、本発明の画像形成材料を平版印刷版原版を適用する例を挙げて、具体的な態様について説明する。本発明に係る平版印刷版原版は感光層

(画像形成層) 塗布液や保護層などの所望の層の塗布液 用成分を溶媒に溶かして、適当な支持体上に塗布するこ とにより製造することができる。また、目的に応じて、 保護層、樹脂中間層、バックコート層なども同様にして 形成することができる。ここで使用する溶媒としては、 エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、メチルエチ ルケトン、メタノール、エタノール、プロパノール、エ チレングリコールモノメチルエーテル、1-メトキシー 2-プロパノール、2-メトキシエチルアセテート、1 -メトキシ-2-プロピルアセテート、ジメトキシエタ ン、乳酸メチル、乳酸エチル、N, N-ジメチルアセト アミド、N、N-ジメチルホルムアミド、テトラメチル ウレア、N-メチルピロリドン、ジメチルスルホキシ ド、スルホラン、ィーブチロラクトン、トルエン等をあ げることができるがこれに限定されるものではない。こ れらの溶媒は単独あるいは混合して使用される。溶媒中 の上記成分(添加剤を含む全固形分)の濃度は、好まし くは1~50重量%である。また塗布、乾燥後に得られ る支持体上の塗布量(固形分)は、用途によって異なる が、平版印刷版原版の画像形成層についていえば一般的  $c0.5\sim5.0g/m^2$ が好ましい。塗布量が少なく なるにつれて、見かけの感度は大になるが、画像形成層 の皮膜特性は低下する。塗布する方法としては、種々の 方法を用いることができるが、例えば、バーコーター塗 布、回転塗布、スプレー塗布、カーテン塗布、ディップ 塗布、エアーナイフ塗布、ブレード塗布、ロール塗布等 を挙げることができる。本発明における画像形成層中に は、塗布性を良化するための界面活性剤、例えば特開昭 62-170950号公報に記載されているようなフッ 素系界面活性剤を添加することができる。好ましい添加 量は、画像形成層全固形分中0.01~1重量%、さら に好ましくは0.05~0.5重量%である。

【0156】 [樹脂中間層] 平版印刷版原版には、必要 50 されるものではなく、従来より公知公用の素材のアルミ

に応じて、画像形成層と支持体の間に樹脂中間層を設け ることができる。この樹脂中間層を設けることで、露光 によりアルカリ現像液への溶解性が向上する赤外線感応 層である画像形成層が、露光面或いはその近傍に設けら ることで赤外線レーザに対する感度が良好であるととも に、支持体と該赤外線感応層との間に高分子からなる樹 脂中間層が存在し、断熱層として機能し、赤外線レーザ の露光により発生した熱が支持体に拡散せず、効率良く 画像形成に使用されることからの高感度化も図れるとい う利点を有する。また、未露光部においては、アルカリ 現像液に対して非浸透性である画像形成層自体が樹脂中 間層の保護層として機能するために、現像安定性が良好 になるとともにディスクリミネーションに優れた画像が 形成され、且つ、経時的な安定性も確保されるものと考 えられ、露光部においては、溶解抑制能が解除された画 像形成層の成分が速やかに現像液に溶解、分散し、さら には、支持体に隣接して存在するこの樹脂中間層自体が アルカリ可溶性高分子からなるものであるため、現像液 に対する溶解性が良好で、例えば、活性の低下した現像 液などを用いた場合でも、残膜などが発生することなく 速やかに溶解し、現像性の向上にも寄与し、この樹脂中 間層は有用であると考えられる。

【0157】〔支持体〕本発明に使用される支持体とし ては、寸度的に安定な板状物であり、例えば、紙、プラ スチック(例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポ リスチレン等) がラミネートされた紙、金属板(例え ば、アルミニウム、亜鉛、銅等)、プラスチックフィル ム(例えば、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、プ ロピオン酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セル ロース、硝酸セルロース、ポリエチレンテレフタレー ト、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポ リカーボネート、ポリビニルアセタール等)、上記のご とき金属がラミネート、もしくは蒸着された紙、もしく はプラスチックフィルム等が含まれる。本発明に係る支 持体としては、特に平版印刷版原版に使用する場合、ポ リエステルフィルム又はアルミニウム板が好ましく、そ の中でも寸法安定性がよく、比較的安価であるアルミニ ウム板は特に好ましい。好適なアルミニウム板は、純ア ルミニウム板及びアルミニウムを主成分とし、微量の異 元素を含む合金板であり、更にアルミニウムがラミネー トもしくは蒸着されたプラスチックフィルムでもよい。 アルミニウム合金に含まれる異元素には、ケイ素、鉄、 マンガン、銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビスマ ス、ニッケル、チタンなどがある。合金中の異元素の含 有量は高々10重量%以下である。本発明において特に 好適なアルミニウムは、純アルミニウムであるが、完全 に純粋なアルミニウムは精錬技術上製造が困難であるの で、僅かに異元素を含有するものでもよい。このように 本発明に適用されるアルミニウム板は、その組成が特定

ニウム板を適宜に利用することができる。本発明で用いられるアルミニウム板の厚みはおよそ $0.1mm\sim0.6mm$ 程度、好ましくは $0.15mm\sim0.4mm$ 、特に好ましくは $0.2mm\sim0.3mm$ である。

【0158】アルミニウム板を粗面化するに先立ち、所 望により、表面の圧延油を除去するための例えば界面活 性剤、有機溶剤又はアルカリ性水溶液などによる脱脂処 理が行われる。アルミニウム板の表面の粗面化処理は、 種々の方法により行われるが、例えば、機械的に粗面化 する方法、電気化学的に表面を溶解粗面化する方法及び 10 化学的に表面を選択溶解させる方法により行われる。機 械的方法としては、ボール研磨法、ブラシ研磨法、ブラ スト研磨法、バフ研磨法などの公知の方法を用いること ができる。また、電気化学的な粗面化法としては塩酸又 は硝酸電解液中で交流又は直流により行う方法がある。 また、特開昭54-63902号公報に開示されている ように両者を組み合わせた方法も利用することができ る。この様に粗面化されたアルミニウム板は、必要に応 じてアルカリエッチング処理及び中和処理された後、所 望により表面の保水性や耐摩耗性を高めるために陽極酸 20 化処理が施される。アルミニウム板の陽極酸化処理に用 いられる電解質としては、多孔質酸化皮膜を形成する種 々の電解質の使用が可能で、一般的には硫酸、リン酸、 蓚酸、クロム酸あるいはそれらの混酸が用いられる。そ れらの電解質の濃度は電解質の種類によって適宜決めら れる。

【0159】陽極酸化の処理条件は用いる電解質により 種々変わるので一概に特定し得ないが一般的には電解質 の濃度が1~80重量%溶液、液温は5~70℃、電流 密度5~60A/dm2、電圧1~100V、電解時間 10秒~5分の範囲であれば適当である。陽極酸化皮膜 の量は1.0 $g/m^2$ より少ないと耐刷性が不十分であ ったり、平版印刷版の非画像部に傷が付き易くなって、 印刷時に傷の部分にインキが付着するいわゆる「傷汚 れ」が生じ易くなる。陽極酸化処理を施された後、アル ミニウム表面は必要により親水化処理が施される。本発 明に使用される親水化処理としては、米国特許第2,7 14,066号、同第3,181,461号、第3,2 80,734号及び第3,902,734号に開示され ているようなアルカリ金属シリケート(例えばケイ酸ナ トリウム水溶液)法がある。この方法においては、支持 体がケイ酸ナトリウム水溶液で浸漬処理されるか又は電 解処理される。他に特公昭36-22063号公報に開 示されているフッ化ジルコン酸カリウム及び米国特許第 3, 276, 868号、同第4, 153, 461号、同 第4,689,272号に開示されているようなポリビ ニルホスホン酸で処理する方法などが用いられる。

【0160】本発明に係る平版印刷版原版は、支持体上にポジ型の画像形成層を設けたものであるが、必要に応じてその間に下塗層を設けることができる。下塗層成分 50

としては種々の有機化合物が用いられ、例えば、カルボキシメチルセルロース、デキストリン、アラビアガム、2ーアミノエチルホスホン酸などのアミノ基を有するホスホン酸類、置換基を有してもよいフェニルホスホン酸、ナフチルホスホン酸、アルキルホスホン酸、グリセロホスホン酸、メチレンジホスホン酸及びエチレンジホスホン酸などの有機ホスホン酸、置換基を有してもよいフェニルリン酸、ナフチルリン酸、アルキルリン酸などの有機リン酸、置換基を有してもよいカリセロホスフィン酸、ナフチルホスフィン酸、カリセロホスフィン酸をありました。カリシンやカーアラニンなどのアミノ酸ホスフィン酸、グリシンやカーアラニンなどのアミノ酸ホスフィン酸、グリシンやカーアラニンなどのアミノ酸ホスフィン酸、グリシンやカーアラニンなどのアミノ酸カスブイン酸、グリシンやカーアラニンなどのアミノ酸カスブイン酸、グリシンやカーアラニンなどのヒドロキシ基を有するアミンの塩酸塩等から選ばれるが、2種以上混合して用いてもよい。

【0161】この有機下塗層は次のような方法で設ける ことができる。即ち、水又はメタノール、エタノール、 メチルエチルケトンなどの有機溶剤もしくはそれらの混 合溶剤に上記の有機化合物を溶解させた溶液をアルミニ ウム板上に塗布、乾燥して設ける方法と、水又はメタノ ール、エタノール、メチルエチルケトンなどの有機溶剤 もしくはそれらの混合溶剤に上記の有機化合物を溶解さ せた溶液に、アルミニウム板を浸漬して上記化合物を吸 着させ、その後水などによって洗浄、乾燥して有機下塗 層を設ける方法である。前者の方法では、上記の有機化 合物の0.005~10重量%の濃度の溶液を種々の方 法で塗布できる。また後者の方法では、溶液の濃度は 0. 01~20重量%、好ましくは0. 05~5重量% であり、浸漬温度は20~90℃、好ましくは25~5 0℃であり、浸漬時間は0.1秒~20分、好ましくは 2秒~1分である。これに用いる溶液は、アンモニア、 トリエチルアミン、水酸化カリウムなどの塩基性物質 や、塩酸、リン酸などの酸性物質によりpH1~12の 範囲に調整することもできる。また、画像記録材料の調 子再現性改良のために黄色染料を添加することもでき る。有機下塗層の被覆量は、2~200mg/m²が適 当であり、好ましくは $5\sim100$  mg/ $m^2$  である。上 記の被覆量が2mg/m²よりも少ないと十分な耐刷性 能が得られない。また、 $200 \, \text{mg/m}^2$ より大きくて も同様である。

【0162】上記のようにして作成されたポジ型平版印刷版原版は、通常、像露光、現像処理を施される。像露光に用いられる光線の光源としては、近赤外から赤外領域に発光波長を持つ光源が好ましく、固体レーザ、半導体レーザが特に好ましい。

【0163】本発明の平版印刷版の現像液及び補充液としては従来より知られているアルカリ水溶液が使用できる。例えば、ケイ酸ナトリウム、同カリウム、第3リン酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、炭酸ナト

リウム、同カリウム、同アンモニウム、炭酸水素ナトリ ウム、同カリウム、同アンモニウム、ほう酸ナトリウ ム、同カリウム、同アンモニウム、水酸化ナトリウム、 同アンモニウム、同カリウム及び同リチウムなどの無機 アルカリ塩が挙げられる。また、モノメチルアミン、ジ メチルアミン、トリメチルアミン、モノエチルアミン、 ジエチルアミン、トリエチルアミン、モノイソプロピル アミン、ジイソプロピルアミン、トリイソプロピルアミ ン、n-ブチルアミン、モノエタノールアミン、ジエタ ノールアミン、トリエタノールアミン、モノイソプロパ 10 ノールアミン、ジイソプロパノールアミン、エチレンイ ミン、エチレンジアミン、ピリジンなどの有機アルカリ 剤も用いられる。これらのアルカリ剤は単独もしくは2 種以上を組み合わせて用いられる。これらのアルカリ剤 の中で特に好ましい現像液は、ケイ酸ナトリウム、ケイ 酸カリウム等のケイ酸塩水溶液である。その理由はケイ 酸塩の成分である酸化珪素SiO<sub>2</sub>とアルカリ金属酸化 物M2Oの比率と濃度によって現像性の調節が可能とな るためであり、例えば、特開昭54-62004号公 報、特公昭57-7427号に記載されているようなア ルカリ金属ケイ酸塩が有効に用いられる。

【0164】更に自動現像機を用いて現像する場合に は、現像液よりもアルカリ強度の高い水溶液(補充液) を現像液に加えることによって、長時間現像タンク中の 現像液を交換する事なく、多量のPS版を処理できるこ とが知られている。本発明においてもこの補充方式が好 ましく適用される。現像液及び補充液には現像性の促進 や抑制、現像カスの分散及び印刷版画像部の親インキ性 を高める目的で必要に応じて種々の界面活性剤や有機溶 剤を添加できる。好ましい界面活性剤としては、アニオ 30 ン系、カチオン系、ノニオン系及び両性界面活性剤があ げられる。更に現像液及び補充液には必要に応じて、ハ イドロキノン、レゾルシン、亜硫酸、亜硫酸水素酸など の無機酸のナトリウム塩、カリウム塩等の還元剤、更に 有機カルボン酸、消泡剤、硬水軟化剤を加えることもで きる。上記現像液及び補充液を用いて現像処理された印 刷版は水洗水、界面活性剤等を含有するリンス液、アラ ビアガムや澱粉誘導体を含む不感脂化液で後処理され る。本発明の画像記録材料を印刷版として使用する場合 の後処理としては、これらの処理を種々組み合わせて用 40 いることができる。

【0165】近年、製版・印刷業界では製版作業の合理 化及び標準化のため、印刷版用の自動現像機が広く用いられている。この自動現像機は、一般に現像部と後処理 部からなり、印刷版を搬送する装置と各処理液槽及びス プレー装置からなり、露光済みの印刷版を水平に搬送し ながら、ポンプで汲み上げた各処理液をスプレーノズル から吹き付けて現像処理するものである。また、最近は 処理液が満たされた処理液槽中に液中ガイドロールなど によって印刷版を浸透機送させて処理する方法も知られ ている。このような自動処理においては、各処理液に処理量や稼働時間等に応じて補充液を補充しながら処理することができる。また、実質的に未使用の処理液で処理するいわゆる使い捨て処理方式も適用できる。

【0166】本発明に係る平版印刷版原版においては、画像露光し、現像し、水洗及び/又はリンス及び/又はガム引きして得られた平版印刷版に不必要な画像部(例えば原画フィルムのフィルムエッジ跡など)がある場合には、その不必要な画像部の消去が行なわれる。このような消去は、例えば特公平2-13293号公報に記載されているような消去液を不必要画像部に塗布し、そのまま所定の時間放置したのちに水洗することにより行なう方法が好ましいが、特開平59-174842号公報に記載されているようなオプティカルファイバーで導かれた活性光線を不必要画像部に照射したのち現像する方法も利用できる。

【0167】以上のようにして得られた平版印刷版は所望により不感脂化ガムを塗布したのち、印刷工程に供することができるが、より一層の高耐刷力の平版印刷版としたい場合にはバーニング処理が施される。平版印刷版をバーニングする場合には、バーニング前に特公昭61-2518号、同55-28062号、特開昭62-31859号、同61-159655号の各公報に記載されているような整面液で処理することが好ましい。その方法としては、該整面液を浸み込ませたスポンジや脱脂綿にて、平版印刷版を浸漬して塗布する方法や、自動コーターによる塗布などが適用される。また、塗布した後でスキージ、あるいは、スキージローラーで、その塗布量を均一にすることは、より好ましい結果を与える。

【0168】整面液の塗布量は一般に0.03~0.8 g/m² (乾燥重量) が適当である。整面液が塗布された平版印刷版は必要であれば乾燥された後、バーニングプロセッサー (たとえば富士写真フイルム (株) より販売されているバーニングプロセッサー:「BP-1300」)などで高温に加熱される。この場合の加熱温度及び時間は、画像を形成している成分の種類にもよるが、180~300 の範囲で1~20 分の範囲が好ましい。

【0169】バーニング処理された平版印刷版は、必要に応じて適宜、水洗、ガム引きなどの従来より行なわれている処理を施こすことができるが水溶性高分子化合物等を含有する整面液が使用された場合にはガム引きなどのいわゆる不感脂化処理を省略することができる。この様な処理によって得られた平版印刷版はオフセット印刷機等にかけられ、多数枚の印刷に用いられる。

[0170]

【実施例】 (実施例1~18)

処理液が満たされた処理液槽中に液中ガイドロールなど 〔基板の作製〕厚み0.3 mmのアルミニウム板(材質によって印刷版を浸漬搬送させて処理する方法も知られ 50 1050)をトリクロロエチレンで洗浄して脱脂した

後、ナイロンブラシと400メッシュのパミスー水懸濁 液を用いこの表面を砂目立てし、水でよく洗浄した。こ の板を45℃の25%水酸化ナトリウム水溶液に9秒間 浸漬してエッチングを行い、水洗後、さらに20%硝酸 に20秒間浸漬し、水洗した。この時の砂目立て表面の エッチング量は約3g/m²であった。次にこの板を7 %硫酸を電解液として電流密度15A/dm²で3g/

#### <下塗り液1>

・分子量2. 8万の下記共重合体 ・メタノール

・水

[0172]

m<sup>2</sup>の直流陽極酸化被膜を設けた後、水洗し、乾燥し、 さらに、珪酸ナトリウム2.5重量%水溶液で30℃で 10秒処理し、下記下塗り液1を塗布し、塗膜を80℃ で15秒間乾燥し基板を得た。乾燥後の塗膜の被覆量は 15mg/m<sup>2</sup>であった。

68

[0171]

0.3g 100g

1 g

【0173】 [共重合体1の合成] 攪拌後、冷却管及び 滴下ロートを備えた500m1三ツロフラスコにメタク 20 リル酸31.0g(0.36モル)、クロロギ酸エチル 39.1g(0.36モル)及びアセトニトリル200 mlを入れ、氷水浴で冷却しながら混合物を攪拌した。 この混合物にトリエチルアミン36.4g(0.36モ ル)を約1時間かけて滴下ロートにより滴下した。滴下 終了後、氷水浴をとり去り、室温下で30分間混合物を 攪拌した。

【0174】この反応混合物に、p-アミノベンゼンス ルホンアミド51.7g(0.30モル)を加え、油浴 にて70℃に温めながら混合物を1時間攪拌した。反応 30 終了後、この混合物を水1リットルにこの水を攪拌しな がら投入し、30分間得られた混合物を攪拌した。この 混合物をろ過して析出物を取り出し、これを水500m 1でスラリーにした後、このスラリーをろ過し、得られ た固体を乾燥することによりN-(p-アミノスルホニ ルフェニル) メタクリルアミドの白色固体が得られた (収量46.9g)。

【0175】次に攪拌機、冷却管及び滴下ロートを備え た20ml三ツロフラスコに、N-(p-アミノスルホ ニルフェニル) メタクリルアミド4. 61g(0.01 40 92モル)、メタクリル酸エチル2.58g(0.02

58モル)、アクリロニトリルO. 80g(0.015 モル)及びN、N-ジメチルアセトアミド20gを入 れ、湯水浴により65℃に加熱しながら混合物を攪拌し た。この混合物に「V-65」(和光純薬(株)製) 0. 15gを加え65℃に保ちながら窒素気流下2時間 混合物を攪拌した。この反応混合物にさらにN- (p-アミノスルホニルフェニル)メタクリルアミド4.61 g、メタクリル酸メチル2.58g、アクリロニトリル 0.80g、N, N-ジメチルアセトアミド及び「V-65」0.15gの混合物を2時間かけて滴下ロートに より滴下した。滴下終了後さらに65℃で2時間得られ た混合物を攪拌した。反応終了後メタノール40gを混 合物に加え、冷却し、得られた混合物を水2リットルに この水を攪拌しながら投入し、30分混合物を攪拌した 後、析出物をろ過により取り出し、乾燥することにより

【0176】 [平版印刷版原版の作成] 得られた基板に 以下の画像形成層塗布液1を塗布し、130℃で1分間 乾燥して、下部画像形成層を形成した。乾燥後の塗布量 は1. 3 g/m² であった。

15gの白色固体を得た。ゲルパーミエーションクロマ

トグラフィーによりこの特定の共重合体1の重量平均分

子量(ポリスチレン標準)を測定したところ54,00

## <下層塗布液1>

·前記共重合体1 ・赤外線吸収剤1 (光熱変換剤:下記構造)

pートルエンスルホン酸

・テトラヒドロ無水フタル酸

0.75g

0.02g

0.002g

0.05g

ビクトリアピュアブルーBOHの対アニオンを1-ナフタレン スルホン酸アニオンにした染料

0であった。

0. 015g

・フッ素系界面活性剤(メガファックF-177、

大日本インキ化学工業 (株) 製)

0.02g

・ァーブチロラクトン

・メチルエチルケトン

・1-メトキシー2-プロパノール

70 8 g 7 g 7 g

【0178】その後、以下の画像形成層塗布液2を塗布し、120℃で1分間乾燥して、上部画像形成層を形成し、実施例1~18の平版印刷版原版を得た。乾燥後の画像形成層塗布液の合計塗布量は1.8g/m²であった。

[0177]

【化45】

<画像形成層塗布液2>

・ノボラック樹脂 (m/p=6/4, Mw=4000)

0.8g

· 赤外線吸収剤 1

0.03g

・一般式(1)で表される化合物(表1記載の化合物)

0.04g

・ビクトリアピュアブルーBOHの対アニオンを1ーナフタレン スルホン酸アニオンにした染料

0.015g

・フッ素系界面活性剤(メガファックF-177

大日本インキ化学工業(株)製)

0.02g

・メチルエチルケトン

10g 5g

・1-メトキシー2-プロパノール

【0179】(比較例1)上部画像形成層に用いる画像 形成層塗布液2から一般式(1)で表される化合物を除 いた塗布液を用いた他は、上記実施例と同様にして平版 印刷版原版を得た。

(比較例2)上部画像形成層に用いる画像形成層塗布液2において、一般式(1)で表される化合物に代えて、下記構造のアンモニウム化合物(アンモニウムA)を添加した塗布液を用いた他は、上記実施例と同様にして平版印刷版原版を得た。

[0180]

【化46】

【0181】〔平版印刷版原版の評価〕得られた各平版 印刷版原版を下記方法で評価を行った。評価結果を下記 表1に示す。

(1. 感度) 得られた平版印刷版原版を、トレンドセッター3244(クレオ社製)を用いて露光し、DT-1 40(1:8水希釈液)を用いて現像を行った。このとき露

光量を変えて露光し、同一現像条件下で露光部が十分に 現像される最低露光量を感度と定義した。数値が小さい ほど感度が高いと評価する。

(2. 耐傷性) 耐傷性評価は、脱脂綿による擦り試験によって行った。脱脂綿を用いて画像形成層の表面を一定の力で擦り、脱脂綿擦りを行った未露光部が除去されてしまう擦り回数で耐傷性を判定した。本評価においては、5サンプルで試験を行い、その平均擦り回数を採用30 した。(最大:20回)

【0182】(3. 現像ラチチュード)トレンドセッター3244(クレオ社製)を用いて188mJ/cm²の露光量で露光した平版印刷版原版を、前記DT-1現像液の原液を適宜希釈し、電導度(mS:ミリジーメンス)を調節した現像液によって現像したとき、露光部が充分に除去される電導度と、未露光部が膜減りを起こすぎりぎりの電導度とを測定し、それらの電導度の差(電導度幅)を現像ラチチュードの指針とした。その差が大きいものほど現像ラチチュードに優れると判定する。

[0183]

【表 1 】

	一般式(1) の化合物	感度	耐傷性	現像ラチチュード
実施例1	I - 2	125	20	1 8
実施例2	1 – 3	130	2 0	1 8
実施例3	I - 1 0	125	2 0	1 6
実施例 4	I — 1 7	130	2 0	1 6
実施例5	1 – 2 3	133	2 0	1 8
実施例 6	I <b>- 3</b> 5	115	20	1 6
実施例7	I - 4 2	1 3 3	20	1 6
実施例8	I - 5 4	1 3 3	2.0	18
実施例 9	11-6	1 3 3	2 0	1 6
実施例10	II 1 5	133	2 0	18
実施例11	111 — 9	133	2 0	1 6
実施例12	III-13	133	2 0	1 6
実施例13	17-3	110	20	1 8
実施例 1 4	IV-14	125	2 0	1 6
実施例15	V – 2	133	20	1 6
実施例16	V-13	133	2 0	1 8
実施例17	V – 1 7	1 3 5	2 0	18
実施例18	V – 2 0	133	2 0	1 6
比較例1	なし	1 3 3	8	8
比較例2	アンモニウムA	188	2 0	1

【0184】表1に示すとおり、本発明の画像形成材料を適用した実施例1~18の平版印刷版原版は、現像ラチチュード及び耐傷性を高い水準で維持しながら、高感度化を実現していることが分かる。一方、本発明の特定 30アンモニウム化合物を添加しなかった比較例1の平版印刷版原版は高感度で記録可能ではあるが、耐傷性が低く、現像ラチチュードにも劣っており、アルカリ可溶性樹脂と強い相互作用を形成しうる公知のアンモニウム化

合物を添加した比較例の平版印刷版原版は、耐傷性に優れるものの、感度、現像ラチチュード共に劣っており、 実用上問題のあるレベルであった。

【0185】(実施例19~26)実施例1で用いたのと同じ基板に以下の画像形成層塗布被3を乾燥後の塗布量が1.2g/m²でとなるように塗布し、平版印刷版原版を得た。

## <画像形成層塗布液3>

・フッ素含有ポリマー(下記構造)	0. 03g
・共重合体 1	0.75g
・ノボラック(m/p=6/4、Mw=4000)	0. 20g
・一般式(1)で表される化合物(表2記載の化合物)	0. 05g
・テトラヒドロ無水フタル酸	0. 03g
・ピリリウム染料B(下記構造)	0. 017g
<ul><li>ビクトリアピュアブルーBOHの対イオンを1ーナフタレン</li></ul>	
スルホン酸アニオンにした染料	0.015g
・3-メトキシ-4-ジアゾジフェニルアミンヘキサフルオロ!	リン酸塩
	0.02g
・ステアリン酸 n -ドデシル	0.03g
・フッ素系界面活性剤	0. 05g
(メガファックF-177、大日本インキ化学工業(株)製)	
・ィープチロラクトン	10 g
・メチルエチルケトン	10 g

・1-メトキシ-2-プロパノール

8 g

[0186]

【化47】

フッ素含有ポリマー

【0187】(比較例3)画像形成層塗布液3から一般 20式(1)で表される化合物を除いた塗布液を用いた他は、上記実施例と同様にして平版印刷版原版を得た。

(比較例4) 画像形成層塗布液3において、一般式

(1)で表される化合物に代えて、前記比較例2で用いたアンモニウム化合物(アンモニウムA)を添加した塗

布液を用いた他は、上記実施例と同様にして平版印刷版 原版を得た。

【0188】得られた各平版印刷版原版を実施例1と同様の方法で評価を行った。評価結果を下記表2に示す。

[0189]

【表2】

	一般式(1) の化合物	感度	耐傷性	現像ラチチュード
実施例19	I — 1	100	5. 2	6
実施例20	I - 3	100	4.8	6
実施例21	I - 1 3	80	5. 0	6
実施例22	1 - 3 1	80	4.8	6
実施例23	II-14	90	5. 2	6
実施例24	111-3	90	4.6	6
実施例25	[Y—9	100	6. 0	6
実施例26	V – 2	80	5.8	6
比較例3	なし	188	4. 8	2
比較例4	アンモニウムA	90	1	4

【0190】表2に示すとおり、本発明の画像形成材料を適用した実施例19~26の平版印刷版原版は、単層構造の記録層を有するものであるが、重層構造の記録層を有するものと同様に、現像ラチチュード及び耐傷性を高い水準で維持しながら、高感度化を実現していることが分かる。一方、本発明の特定アンモニウム化合物を添加しなかった比較例3の平版印刷版原版は耐傷性が低く、現像ラチチュードにも劣っており、本発明の範囲外

<画像形成層塗布液4>

・ノボラック樹脂

のアンモニウム化合物を添加した比較例4の平版印刷版 原版は、感度、現像ラチチュード共に劣っており、実用 上問題のあるレベルであった。

## 【0191】 (実施例27~34)

[平版印刷版原版の作成] 実施例1で用いたのと同様の基板に以下の画像形成層塗布液4を塗布し、130℃で1分間乾燥して、画像形成層を形成し、平版印刷版原版を得た。乾燥後の塗布量は1.3g/m²であった。

76

p -= 6:400(m-.

・一般式(1)で表される化合物(表3記載の化合物)

0.05g

· 赤外線吸収剤(下記構造)

0.05g

・ビクトリアピュアプルーBOHの対アニオンを

1-ナフタレンスルホン酸アニオンにした染料

0.01g

・フッ素系界面活性剤

0.05g

(メガファックF-177、大日本インキ化学工業(株)製)

・ァーブチロラクトン

3. 0 g

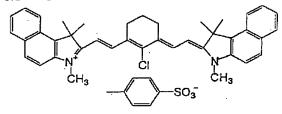
・メチルエチルケトン

8.0g

・1-メトキシー2-プロパノール

7.0g

[0192] 【化48】



【0193】(比較例5)画像形成層塗布液4から一般 式(1)で表される化合物を除いた塗布液を用いた他

は、上記実施例と同様にして平版印刷版原版を得た。 (比較例6) 画像形成層塗布液4において、一般式

(1) で表される化合物に代えて、前記比較例2で用い たアンモニウム化合物(アンモニウムA)を添加した塗 布液を用いた他は、上記実施例と同様にして平版印刷版 原版を得た。

【0194】得られた各平版印刷版原版を実施例1と同 様の方法で評価を行った。評価結果を下記表3に示す。

[0195]

20 【表3】

	一般式(1) の化合物	感度	耐傷性	現像ラチチュード
実施例27	I — 2	9 0	8. 0	8
実施例28	I — 1 2	9 0	8. 2	8
実施例29	I — 3 9	100	7.8	8
実施例30	I — 4 5	9 0	8. 0	8
実施例31	I I — 2	9 0	8. 0	8
実施例32	III-13	9 0	7.8	8
実施例33	IA- 1 0	100	8. 2	8
実施例34	V – 2 1	9 0	8. 0	8
比較例 5	なし	180	8. 0	2
比較例 6	アンモニウムA	100	2.4	6

【0196】表3に示すとおり、本発明の画像形成材料 を適用した実施例27~34の平版印刷版原版は、ノボ ラック樹脂を用いた単層構造の記録層を有するものであ るが、重層構造の記録層を有するものと同様に、現像ラ チチュード及び耐傷性を高い水準で維持しながら、高感 アンモニウム化合物を添加しなかった比較例5の平版印 刷版原版は耐傷性が低く、現像ラチチュードにも劣って おり、本発明の範囲外のアンモニウム化合物を添加した 比較例6の平版印刷版原版は、感度、現像ラチチュード 共に劣っており、実用上問題のあるレベルであった。

#### $\{0197\}$

【発明の効果】本発明によれば、溶解性ディスクリミネ ーションに優れたヒートモードポジ型の画像形成材料を 提供することができ、この画像形成材料は、赤外線レー ザを用いたダイレクト製版可能であり、現像による画像 度化を実現していることが分かる。一方、本発明の特定 40 形成時のラチチュードに優れ、耐傷性が改良され、コン トラストに優れた画像の形成が可能なポジ型平版印刷版 原版に有用である。また、本発明の新規アンモニウム化 合物は、この画像形成材料の耐アルカリ性向上に有用で ある。

## フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C 0 7 D 295/10		C 0 7 D 295/10	<b>Z</b>
295/12		295/12	Z
295/14	l	295/14	Z
295/16	i	295/16	A
471/10	101	471/10	1 0 1
G03F 7/00	503	G03F 7/00	5 0 3

F ターム (参考) 2H025 AA04 AA13 AB03 AC08 AD03 CB42 CC11 CC20 FA10 2H096 AA06 BA09 EA04 EA23 GA08 2H114 AA04 AA23 BA02 BA10 DA31 DA41 EA01 EA03 EA05 EA08 GA01 4C065 AA13 BB09 CC01 DD01 EE02

HH09 JJ01 KK09 LL01 PP01